This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION.

(PCT Rule 61.2)

WATANABE, Yasushi et al

	•	•

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

Date of mailing:

18 January 2001 (18.01.01)

International application No.:

PCT/JP00/04462

International filing date:

05 July 2000 (05.07.00)

Applicant:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Applicant's or agent's file reference:

11223

Priority date:

08 July 1999 (08.07.99)

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:
	05 August 2000 (05.08.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).
	·
ļ	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

J. Zahra

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Translation



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 11223			onofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No. PCT/JP00/04462	International filing date (day/mo 05 July 2000 (05.07.		Priority date (day/month/year) 08 July 1999 (08.07.99)			
International Patent Classification (IPC) or n B05B 7/14	International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC					
Applicant K	YOWA HAKKO KOGYO	CO., LTD).			
and is transmitted to the applicant accompanies. This REPORT consists of a total of This report is also accompanies amended and are the backer amended and Section 607 of	ccording to Article 36. 4 sheets, including nied by ANNEXES, i.e., sheets of	this cover short the descriptaining rec	ption, claims and/or drawings which have tifications made before this Authority (see			
3. This report contains indications relating to the following items: I Basis of the report II Priority III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV Lack of unity of invention V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI Certain documents cited VII Certain defects in the international application VIII Certain observations on the international application						
Date of submission of the demand 05 August 2000 (05.0)		ompletion of	f this report May 2001 (08.05.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorize	ed officer				
Facsimile No.	Telephon	e No.				



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/04462

Ŀ	Basis	of the re	eport
1.	With	regard to	the elements of the international application:*
	\boxtimes	the inte	rnational application as originally filed
	同	the des	cription:
		pages	, as originally filed
		pages	filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
		the clai	•
		pages	, as originally filed
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
		the drav	wings:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
	$\overline{}$		
	L t	he seque	ence listing part of the description:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
2.	With the in	regard to	o the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which nal application was filed, unless otherwise indicated under this item.
			ts were available or furnished to this Authority in the following language which is:
	Ш	the lan	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
		the lan	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
		the lan or 55.3	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/).
3.	With prelir	regard minary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international xamination was carried out on the basis of the sequence listing:
		contair	ned in the international application in written form.
	Ħ		ngether with the international application in computer readable form.
	Ħ	*	ed subsequently to this Authority in written form.
	H		
	H		ed subsequently to this Authority in computer readable form.
			atement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the tional application as filed has been furnished.
			atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has irnished.
4.		The arr	nendments have resulted in the cancellation of:
			the description, pages
			the claims, Nos.
			the drawings, sheets/fig
5.			port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
*	in thi		sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
**	Any r	eplacem	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.



Internal application No.
PCT/JP 00/04462

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-4	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	2, 3	YES
	Claims	1, 4	NO NO
Industrial applicabil	ity (IA) Claims	1-4	YES
	Claims		NO NO

2. Citations and explanations

Claim 1

The feature of a bypass tube connecting a tubular body and a dispersion chamber in a powder material spraying device is disclosed in Document 2 (Microfilm of the specification and drawings annexed to the written application of Japanese Utility Model Application No. 34650/1987 (Laid-open No. 176564/1988) (Kioritz Corp.), 16 November 1988 (16.11.88)), and a person skilled in the art could easily conceive of applying this feature to the invention disclosed in Document 1 (EP, 815931, A1 (Kyowa Hakko Kogyo Co, Ltd.), 7 January 1998 (07.01.98)), which is likewise a powder material spraying device, to constitute a product like the invention to which Claim 1 pertains.

Claims 2 and 3

There is no disclosure or suggestion in any of the prior art documents pertaining to the feature wherein an elastic film fitting means is provided with a pedestal, a lifter member, and a presser member; the surface of the pedestal having a V-shaped groove and the surface of the presser member facing the pedestal having a V-shaped projection; the lifter member mounted on the surface of the pedestal and an elastic film fitted over the lifter





member; and the elastic film being mounted by clamping the presser member to the pedestal so as to overlay both the lifter member and the elastic film.

Claim 4

The invention to which Claim 4 pertains does not involve an inventive step in the light of the inventions disclosed in Documents 1 to 4.

The feature wherein a pulsed air vibration wave feeding port is established in a direction tangent to the inside surface of the dispersion chamber is merely adoption of a known feature of powder material spraying devices, such as that disclosed in, for example, Document 3 (JP, 40-7131, B1 (Akuteizerusukabetto, Nirouatomaizaa), 9 April 1965 (09.04.65)) and Document 4 (JP, 49-31468, B1 (Yasuo TAKEDA), 22 August 1974 (22.08.74)).

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF COPIES OF TRANSLATION OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 72.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

NAKAI, Hiroyuki Sorio 3 2F, 2-1, Sakaemachi 2-chome Takarazuka-shi, Hyogo 665-0845 JAPON

Date of mailing (day/month/year) 06 December 2001 (06.12.01)	·
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP00/04462	International filing date (day/month/year) 05 July 2000 (05.07.00)
Applicant KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD). et al

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

EP,AT,AU,CA,CH,CN,CZ,FI,KP,NO,NZ,RO,RU,SK,US

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

AP,EA,AE,AG,AL,AM,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CR,CU,DE,DK,DM,DZ,EE,ES,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,PL,PT,SD,SE,SG,SI,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW,OA

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Auth
Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Tele

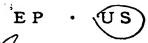
Authorized officer

Eliott PERETTI

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/338 (July 1996)

4517437



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

の書類記号 11223	今後の手続さについ		被告の送付通知様式(PCT/ISA/220 5を参照すること。 	1)
国際出願番号 PCT/JP00/04462	国際出願日 (日.月.年) 05	. 07. 00	優先日 (日.月.年) 08.07.99	
出願人(氏名又は名称)	3和醗酵工業株式会社			
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される		41条(PCT18		
この国際調査報告は、全部で3	ページである。			
この調査報告に引用された先行打	(術文献の写しも添付	されている。	·	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出さ			= · - · · · = · · · ·	
b. この国際出願は、ヌクレオチト この国際出願に含まれる書		含んでおり、次の 、	配列表に基づき国際調査を行った。	
この国際出願と共に提出さ	・ れたフレキシブルディ	ィスクによる配列	表	
□ 出願後に、この国際調査機				
, —			による配列表 開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述	
書の提出があった。 ■ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。				
2. 請求の範囲の一部の調査が	できない(第1欄参	照)。		
3. 発明の単一性が欠如してい	る(第Ⅱ欄参照)。			
4. 発明の名称は 🗓 出願	人が提出したものを	承認する。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
□, 次に	示すように国際調査	機関が作成した。		
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	
5. 要約は 🗓 出願	人が提出したものを	承認する。		
国際		,出願人は、この	第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ きる。	-
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>l</u> 図とする。区 出願	人が示したとおりで	ある。	□ なし	
	人は図を示さなかった	た。		
	は発明の特徴を一層	よく表している。		

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl ⁷ B05B 7/14		•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl B05B 7/14, B65B B01J 4/02, B65G B05D 3/00	1/16, A61J 3/06, 53/40, B05C 19/06,	
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用新案公報 1922-1996年		
日本国公開実用新案公報 1971-2000年		
日本国公開実用新案公報1971-2000年日本国登録実用新案公報1994-2000年日本国実用新案登録公報1996-2000年		•
日本国実用教案登録公報 1996-2000年		
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称	、調査に使用した用語)	
*		•
		•
C. 関連すると認められる文献 引用文献の		BB)-t- L
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ドミけ その関連する第頭の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y EP, 815931, A1 (KYOWA		1, 4
1月. 1998 (07. 01. 98	· ·	
A 5996902, A & JP, 1	0-81302, A:	2, 3
Y 日本国実用新案登録出願62-34		$\cdot 1$, 4
出願公開63-176564号)の		
の内容を撮影したマイクロフィルム		
11月. 1988 (16. 11. 8	8), 全文, 第1図(ファミリ	
ーなし)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
X C欄の続きにも文献が列挙されている。	・ パテントファミリーに関する別線	紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す		
もの	出願と矛盾するものではなく、発	明の原理又は理論
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの	の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当	数文献のカボ黎田
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行		
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当	_
文献(理由を付す)	上の文献との、当業者にとって自	
「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	もの
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日	国際調査報告の発送日	,
23.10.00	07.11	.00
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	3F 9824
日本国特許庁(ISA/JP)	村山禎恒	35 3824
郵便番号100-8915)
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3351

• 8	
	国際調査報告
C (続き).	関連すると認められる文献
引用文献の	JI III -> ±5 A TI se

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y ,	JP, 40-7130, B1 (アクテイゼルスカベット、ニローアトマイザー), 9. 4月. 1965 (09. 04. 65), 全文, 第1-2図	4
Y	JP, 49-31468, B1 (武田康夫), 22. 8月. 197 4 (22. 08. 74), 全文, 第1-2図 (ファミリーなし)	4
A	JP, 3-6759, Y2 (フジタ工業株式会社), 20.2月. 1991 (20.02.91),全文(ファミリーなし)	2, 3
A	日本国実用新案登録出願61-190250号(日本国実用新案登録出願公開63-93532号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム (立石電機株式会社),16.6月.1988(16.06.88),全文(ファミリーなし)	2, 3
		. 1 122/
		·

1

 $P \; C \; T$

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70)

REC'D	1 8	MAY	2001
nLU U	1 · U	1.12.	

WIPO PCT

出願人又は代理人	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/					
の書類記号 11223	IPEA/416)を参照すること。					
国際出願番号	国際出願日	優 先日				
PCT/JP00/04462	(日.月.年) 05.07.00	(日.月.年) 08.07.99				
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ B05B 7/14						
出願人(氏名又は名称) 協和醗酵工業株式会社						

力 条 約

			協和醗酵工業株式会社
1.	国際	予備	審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2.	この	国際	予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。
	_	查機! (P	国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審 関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 CT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) 書類は、全部で ページである。
3.	この	国際	予備審査報告は、次の内容を含む。
	Ι.	\mathbf{X}	国際予備審査報告の基礎
	П		優先権
	m		新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
	īV		発明の単一性の欠如
	V VI	_	PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 ある種の引用文献
•			
	VII		国際出願の不備
	VIII		国際出願に対する意見
			·

国際予備審査の請求書を受理した日 05.07.00	国際予備審査報告を作成した日 08.05.01			
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	3 F	98	2 4
日本国刊計17(1 F E A / J F / 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	村山 禎恒			
XXX 1117	電話番号 03-3581-1101 内	線	3 3 5 1	l

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP00/04462

I. 国際予備審査報告の基礎						
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)						
X	X 出願時の国際出願書類					
П	明細書	第	ページ、	出願時に提出されたもの		
	明細書	第	ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの		
	明細書	第	ページ、	付の書簡と共に提出されたもの		
	請求の範囲	第	項、	出願時に提出されたもの		
_	請求の範囲	第	項、	PCT19条の規定に基づき補正されたもの		
	請求の範囲		項、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの		
	請求の範囲	第	項、	付の書簡と共に提出されたもの		
	図面	第		出願時に提出されたもの		
	図面	第	ページ/図、	国際予備審査の請求審と共に提出されたもの		
	図面	第	ページ/図、	一		
П	明細書の配列	列表の部分 第	ページ、	出願時に提出されたもの		
_	明細書の配列	列表の部分 第	ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの		
	明細書の配列	列表の部分 第	ページ、	付の書簡と共に提出されたもの		
2.	LIETANE A SA	エル・エニューエリ 人 ナ IV	トノンエム・ と の 戸 晩り	川麻の子本マナフ		
上記の	工限者類の言語	語は、下記に示す場合を 関	たくはか、この国际			
	上記の書類は、	下記の言語である		ప .		
			m 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Strand of Figure		
	=	のために提出されたPC		り翻訳又の言語		
	=	則48.3(b)にいう国際公開				
	[] 国際予備	審査のために提出された	PCT規則55.2また	:は55.3にいう翻訳文の言語		
3.	この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミ	ミノ酸配列を含んで:	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。		
	□ この国際	山崎に合まれて東京によ	ス和利主			
		出願に含まれる書面によ) - L 7 F1 F1 =		
	=	出願と共に提出されたフ				
				出された書面による配列表		
	=			出されたフレキシブルディスクによる配列表		
			表が出願時における	国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述		
	_	があった スの列車に記載した可列	レコンナンデルゴー	・ スクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述		
		の配列表に記載した配列 があった。	とノレヤンノルティ	スクによる配列表に記録した配列が同一である自の保証 		
		1000010	•			
4	補正により、「	下記の書類が削除された。				
	明細書	第				
	請求の範囲	第	項			
	面図	図面の第	~ -	ジ/図		
	との同様で	普塞木和生体,增长增生 。	こしたとろに 建て	が山路時における眼子の銃囲を地立てされたよのし歌ふと		
5. 📙				が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら 。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上		
		ての柵正かられなかった。 ける判断の際に考慮しなり				
	, <u>.</u>	, o the service of the oracle	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
I						

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP00/04462

V.	新規性、進歩性又は産業上の利用 文献及び説明	J能性についての法第12条 	(PCT35条(2)) —————	に定める見解、 	それを裏付ける
1.	見解				
	新規性(N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-4		有 無
	進歩性(IS)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	2, 3		有 無
	産業上の利用可能性(IA) ·	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-4		有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲1

粉体材料噴霧装置において、筒状体と、分散室との間に、バイパス管を接続した点について文献2 (日本国実用新案登録出願62-34650号 (日本国実用新案登録出願公開63-176564号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム (株式会社 共立),16.11月.1988 (16.11.88))に記載されており、この点を同じく粉体材料噴霧装置である文献1 (EP,815931,A1 (KYOWA HAKKO KOGYO CO.,LTD.),7.1月.1998 (07.01.98))に記載の発明に適用して請求の範囲1に係る発明のようにすることは当業者にとり容易に想到し得たことである。

請求の範囲2及び3

弾性体膜取行具は、台座と、突き上げ部材と、押さえ部材とを備え、台座の表面にはV溝が、押さえ部材の台座に向き合う表面にはV字形状の突起が設けられており、台座の表面に突き上げ部材を載置し、突き上げ部材上に弾性体膜を載置し、突き上げ部材及び弾性体膜をともに覆うように、押さえ部材を台座に対して締め付けることにより弾性体を膜に取り付けた点について、いかなる先行技術文献において開示も示唆もない。

請求の範囲4

請求の範囲4に係る発明は、文献1乃至文献4に記載された発明により、進歩性を

有しない。

脈動空気振動波供給口が、分散室の内周面に対し、接線方向に設けられた点については、例えば文献3(JP, 40-7130, B1(アクテイゼルスカベット、ニローアトマイザー),9. 4月. 1965(09. 04. 65))又は文献4(JP, 49-31468, B1(武田康夫),22. 8月. 1974(22. 08. 74))に記載されたような、粉体材料噴霧装置において周知な技術を採用した程度のことにすぎない。

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年1 月18 日 (18.01.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/03849 A1

(51) 国際特許分類7:

B05B 7/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/04462

(22) 国際出願日:

2000年7月5日 (05.07.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願平11/194264

1999年7月8日 (08.07.1999) J

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 協和醗酵 工業株式会社 (KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒100-8185 東京都干代田区大手町一丁目6番 1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 渡邊 靖 (WATANABE, Yasushi) [JP/JP]. 早川公章 (HAYAKAWA, Kimiaki) [JP/JP]. 森本 清 (MORI-MOTO, Kiyoshi) [JP/JP]; 〒411-8731 静岡県駿東郡長 泉町下土狩1188 協和醗酵工業株式会社富士工場内 Shizuoka (JP).

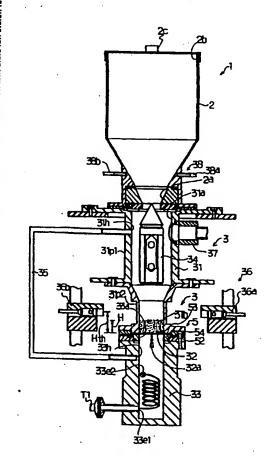
(74) 代理人: 中井宏行(NAKAI, Hiroyuki); 〒665-0845 兵 庫県宝塚市栄町2丁目2番1号 ソリオ3 2階 Hyogo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

/続葉有/

(54) Title: POWDER MATERIAL SPRAYING DEVICE

(54) 発明の名称: 粉体材料噴霧装置



(57) Abstract: A powder material spraying device, wherein a fixed quantity spraying device (3) is fitted to a material delivery port (2a) of a powder material storage hopper (2) through a material dispensing valve (34), a cover body (2c) is fitted to a material charge port (2b) of the powder material storage hopper (2); the fixed quantity spraying device (3) comprising a tubular body (31) connected to the material delivery port (2a) of the powder material storage hopper (2), an elastic film (32) installed so as to form a bottom surface of the tubular body (31) and having a through-hole (32a), and a dispersion chamber (33) connected to the bottom part of the tubular body (31) through the elastic film (32), the dispersion chamber (33) comprising a pulsating aerial vibration wave feeding port (33e1) feeding positive pressure pulsating aerial vibration wave into the dispersion chamber (33) and an exhaust port (33e2), a bypass tube (35) being connected between the tubular body (31) and the dispersion chamber (33) to spray powder material from a tip (e2) of a conduit (T2) connected to the exhaust port (33e2) of the dispersion chamber (33).

WO 01/03849 A1

DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 一 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領 の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

粉体材料貯蔵ホッパー2の材料排出口2 aに、材料切出弁34を介して、定量噴霧装置3を取付け、粉体材料貯蔵ホッパー2の材料投入口2 bに、蓋佐2 c を取り付け、定量噴霧装置3は、粉体材料貯蔵ホッパー2の材料排出口2 aに接続された筒状体31と、筒状体31の底面をなすように設けられ、貫通孔32 a を有する弾性体膜32と、筒状体31の下部に、弾性体膜32を介在させて、接続された分散室33とを備え、分散室33は、分散室33内に、正圧の脈動空気振動波を供給する、脈動空気振動波供給口33e1と、排出口33e2とを備え、且つ、筒状体31と分散室33との間に、パイパス管35を接続し、分散室33の排出口33e2に接続された導管T2の先端e2から粉体材料を噴霧するようになっている。

1

明細書

粉体材料噴霧装置

技術分野

本発明は、粉体材料噴霧装置に関し、特に、貫通口を有する弾性体膜を用いた 粉体材料噴霧装置に係り、より具体的には、弾性体膜に設けられた貫通口からの 粉体材料の排出特性を向上させた、粉体材料噴霧装置に関する。

背景技術

粉体材料を定量的に噴霧する、粉体材料の噴霧装置として、本発明者等は、特 願平8-161553号において、貫通口を有する弾性体膜を用いた、微量粉体 吐出装置を、既に、提案している。

図19は、そのような微量粉体吐出装置の構成を模式的に示す構成図である。この微量粉体吐出装置201は、粉体材料を貯留する粉体材料貯留ホッパー202と、粉体材料貯留ホッパー202の材料排出口202aに、粉体材料貯留ホッパー202の底面をなすように設けられ、貫通孔232aを有する弾性体膜232と、気力輸送管Tとを備える。粉体材料貯留ホッパー202の材料投入口202bには、蓋体202cが、着脱自在に、且つ、気密に取り付けられるようになっている。

粉体材料貯留ホッパー202の材料排出口202aは、気力輸送管Tの途中の位置において、弾性体膜232を介在させるようにして、気力輸送管Tに接続されている。

尚、この例では、弾性体膜232に設けられている貫通孔232aは、スリット形状になっている。

気力輸送管Tの一端Taは、正圧の脈動空気振動波発生手段221に接続されており、正圧の脈動空気振動波発生手段221を駆動させると、正圧の脈動空気振動波発生手段221により発生させた、正圧の脈動空気振動波が、気力輸送管 T内に、その一端Taから供給されるようになっている。

次に、この微量粉体吐出装置201の動作について、説明する。

図20は、この微量粉体吐出装置201の弾性体膜232の動作を模式的に示す説明図である。

この微量粉体吐出装置201を用いて、気力輸送管Tの他端Tbから、粉体材料の一定量を噴霧する際には、まず、粉体材料貯留ホッパー202内に、粉体材料を貯留する。次いで、粉体材料貯留ホッパー202の材料投入口202bに、 蓋体202cを気密に取り付ける。

次に、正圧の脈動空気振動波発生手段221を駆動することにより、気力輸送 管T内に、正圧の脈動空気振動波を供給する。

この微量粉体吐出装置 2 0 1 では、気力輸送管 T内に、正圧の脈動空気振動波が供給されると、脈動空気振動波の振幅が山の時に、気力輸送管 T内の圧力が、高くなり、弾性体膜 2 3 2 が、弾性変形し、その中央が上方向に湾曲した形状になる。この時、貫通孔 2 3 2 a は、断面視した場合、上側が開いた、概ね V 字形状になる。そして、この概ね V 字形状になった、貫通孔 2 3 2 a 内に、粉体材料貯留ホッパー 2 0 2 に貯留されている粉体材料の一部が落下する(図 2 0 (a)を参照)。

次いで、気力輸送管 T内に供給されている、正圧の脈動空気振動波が、その振幅の谷に向かうにつれ、気力輸送管 T内の圧力が、次第に低くなってくると、弾性体膜 2 3 2 は、その復元力により、その中央が上方向に湾曲した形状から元の形状に戻ってくる。この時、貫通孔 2 3 2 a の形状も、上側が開いた、概ね V字形状から元の形状に戻るが、貫通孔 2 3 2 a が、上側が開いた、概ね V字形状になった際に、貫通孔 2 3 2 a に挟み込まれた状態になる(図 2 0 (b)を参照)。

次いで、気力輸送管T内に供給されている、正圧の脈動空気振動波が、その振幅の谷になり、気力輸送管T内の圧力が、低くなると、弾性体膜232は、その中央が下方向に湾曲した形状に、弾性変形する。この時、貫通孔232aは、断面視した場合、下側が開いた、概ね逆V字形状になる。そして、貫通孔232aが、概ね逆V字形状になった際に、貫通孔232a内に挟み込まれていた、粉体材料が、気力輸送管T内に落下する(図20(c)を参照)。

気力輸送管T内に落下した粉体材料は、気力輸送管T内に供給されている、正

圧の脈動空気振動波に混和し、分散した状態になる。

その後、気力輸送管T内に落下した粉体材料は、正圧の脈動空気振動波により、 気力輸送管Tの他端Tbまで、気力輸送され、気力輸送管Tの他端Tbから、正 圧の脈動空気振動波とともに、噴霧される。

この微量粉体吐出装置201では、弾性体膜232の振動は、気力輸送管T内に供給されている、正圧の脈動空気振動波により、一義的に定まる。気力輸送管T内に、貫通孔232aを介して供給される粉体材料の量は、弾性体膜232の振動により一義的に定まる。このため、気力輸送管T内に供給する正圧の脈動空気振動波を一定にしている限り、一定量の粉体材料が、気力輸送管T内に排出される。

また、気力輸送管T内に、定常圧の空気流ではなく、正圧の脈動空気振動波を供給するようにしている。このため、気力輸送管T内に供給された粉体材料を、定常圧の空気流で、気力輸送管Tの他端に、気力輸送した場合に見られたような、気力輸送管T内における、粉体材料の堆積や粉体材料の吹き抜け現象が、生じない。

これにより、気力輸送管T内に、弾性体膜232の貫通孔232aを介して供給された粉体材料の殆ど全量が、気力輸送管Tの他端Tbから噴霧される。

従って、この微量粉体吐出装置201は、気力輸送管Tの一端Taから供給する、正圧の脈動空気振動波を一定にしている限り、気力輸送管Tの他端Tbから常に一定量の粉体材料を噴霧できる、という優れた効果を有している。また、この微量粉体吐出装置201では、気力輸送管Tの他端Tbから噴霧する粉体材料の濃度は、気力輸送管Tの一端Taから供給する、正圧の脈動空気振動波によって、変えることができるため、この微量粉体吐出装置201は、気力輸送管Tの他端Tbから噴霧する粉体材料の濃度の変更も容易に行えるという優れた効果をも併せもっている。

ところで、この微量粉体吐出装置201では、気力輸送管T内から、粉体材料 貯留ホッパー202内への空気の流入は、弾性体膜232の貫通孔232aを介 して行われている。且つ、粉体材料貯留ホッパー202から、気力輸送管T内へ の粉体材料の排出も、弾性体膜232の貫通孔232aを介して行われている。 この弾性鉢膜232の貫通孔232aを通じて行われる、気力輸送管T内から 粉体材料貯留ホッパー202内への空気の流入と、粉体材料貯留ホッパー202 から、気力輸送管T内への粉体材料の排出とは、互いに、空気流が、逆方向の動 きをする関係になっており、粉体材料貯留ホッパー202と、気力輸送管T内の 圧力は、起動時において、粉体材料貯留ホッパー202の圧力に比べ、気力輸送 管T内の圧力の方が高く、起動直後から平衡状態となるまでの間、弾性体膜23 2は、粉体材料貯留ホッパー202の方向(上方向)に膨らみがちになり、弾性 体膜232の貫通孔232aから排出される、粉体材料の排出量が少なくなり、 その結果、気力輸送管Tの他端Tbから噴霧される粉体材料の噴霧量が少なくな る傾向にある。

また、粉体材料貯留ホッパー202内への粉体材料の投入量が異なると、気力輸送管Tの他端Tbから噴霧される粉体材料の噴霧量が変化し、定量性が損なわれることを、知見するに至った。

また、この微量粉体吐出装置 2 0 1 では、気力輸送管 T の他端 T b から噴霧する、粉体材料の定量性は、弾性体膜 2 3 2 の上下振動バターンに依存している。従って、この微量粉体吐出装置 2 0 1 では、正圧の脈動空気振動波をいかに正確に発生させたとしても、粉体材料貯留ホッパー 2 0 2 の材料排出口 2 0 2 a に設けられた、貫通孔 2 3 2 a を有する弾性体膜 2 3 2 が、適正な引っ張り強度で、万遍なく張られていないと、弾性体膜 2 3 2 が、正圧の脈動空気振動波に対して、正確な再現運動をせず、気力輸送管 T の他端 T b から噴霧する、粉体材料の定量性が損なわれる。

このため、この微量粉体吐出装置 2 0 1 では、気力輸送管 T の他端 T b から噴霧する、粉体材料の定量性を確実なものにするためには、弾性体膜 2 3 2 が、たるんだ状態で取り付けられていると、その装置の機能を十分に発揮できない、という問題がある。

更には、そのような装置を、長期に亘って、使用していると、弾性体膜が振動により、次第に弛んできて、装置としての機能が、経時的に劣化するという問題もある。

また、弾性体膜232の貫通孔232aを通じて、直接、気力輸送管T内に、

粉体材料貯留すッパー202内に貯留された、粉体材料を排出した場合にあっては、例えば、粉体材料貯留ホッパー202内に貯留されている粉体材料の中に、 大粒な粉粒体が含まれている場合には、そのような大粒な粉粒体が、気力輸送管 T内を気力輸送され、その他端Tbから噴霧されることになる。

したがって、例えば、外部滑沢式打錠機の、上杵、下杵及び臼の各々の表面へ 滑沢剤を塗布する、滑沢剤塗布装置のような、滑沢剤粉末の定量性と粒径が揃っ ていることとが要求されるような装置として用いるには、気力輸送管T内の他端 Tbから噴霧される粉粒体材料の定量性を保持しつつ、気力輸送管T内の他端T bから、大粒な粉粒体が噴霧されないように、更に、工夫をする余地がある。

発明の開示

本発明は、以上のような問題を解決するためになされたものであって、弾性体膜232の貫通孔232aを通じて行われる、粉体材料の排出特性や定量性に優れた、粉体材料噴霧装置を提供すること、更には、そのような粉体材料噴霧装置であって、弾性体膜を容易に、適切な引っ張り強度で、且つ、万遍なく、粉体材料貯留ホッパー202の材料排出口202aに設けることができるようにした、粉体材料噴霧装置を提供すること、また、更には、気力輸送管T内の他端Tbから噴霧される粉粒体材料の定量性を保持しつつ、気力輸送管T内の他端Tbから、大粒な粉粒体が噴霧されないように、更に、工夫をした、粉体材料噴霧装置を提供することにある。

請求項1に記載の粉体材料噴霧装置は、粉体材料を貯留する粉体材料貯蔵ホッパーと、粉体材料貯蔵ホッパーの材料排出口に、材料切出弁を介して、取り付けられた定量噴霧装置とを備え、粉体材料貯蔵ホッパーの材料投入口には、蓋体が着脱自在に且つ気密に取り付けられるようになっており、定量噴霧装置は、上下に開口部を有し、粉体材料貯蔵ホッパーの材料排出口に、気密に接続された筒状体と、筒状体の下部開口部に、筒状体の底面をなすように設けられ、貫通孔を有する弾性体膜と、筒状体の下部開口部に、弾性体膜を介在させて、接続された分散室とを備え、分散室には、分散室内に、正圧の脈動空気振動波を供給する、脈動空気振動波供給口と、脈動空気振動波供給口から分散室内に供給された正圧の

脈動空気振動波により、弾性体膜が、上下に振動することにより、弾性体膜に設けられた貫通孔を通じて、分散室内に排出され、分散室内に供給されている、正圧の脈動空気振動波に混和し、分散された、粉体材料を、目的とする場所まで、正圧の脈動空気振動波により気力輸送する導管が、接続される排出口とを備え、目つ、筒状体と、分散室との間に、バイバス管を接続した。

この粉体材料噴霧装置では、筒状体と、分散室との間に、バイバス管を接続することで、筒状体と、分散室との間の空気流通路を、弾性体膜に設けられた貫通 孔と、バイバス管との合計 2 系統にしている。

このように、筒状体と、分散室との間に、空気流通路として、弾性体膜に設けられた貫通孔以外に、バイバス管を設けることが、弾性体膜に設けられた貫通孔を通じて行われる、分散室内への粉体材料の排出効率の改善に、どのように作用しているかについての動作原理については、現時点で、確立していないものの、本発明者等は、バイバス管が、以下のような動作原理により、弾性体膜に設けられた貫通孔を通じて行われる、分散室内への粉体材料の排出効率の改善に寄与していると考えている。

即ち、筒状体と分散室との間の空気流通路が、弾性体膜に設けられた貫通孔だけの場合には、筒状体内の圧力と、分散室の圧力とを等しくしようとする空気の流れは、貫通孔を通じてのみ行われる。

これにより、分散室内に、正圧の脈動空気振動波を供給すると、分散室内の圧力が、筒状体内の圧力に比べて高い時には、貫通孔を通じて、分散室から筒状体内へ空気が流入し、分散室内の圧力が、筒状体内の圧力に比べて低い時には、貫通孔を通じて、筒状体から分散室内へ空気が流入することとなる。

このため、筒状体内の圧力と分散室内の圧力との平衡になるのに要する時間が 遅く、弾性体膜が、筒状体の方向(上方向)に膨らみがちな傾向となり、結果的 に、正圧の脈動空気振動波による振動が小さくなる傾向を生じ、弾性体膜の貫通 孔の伸縮が小さくなる。この結果、貫通孔を通じて行われる粉体の排出が、装置 を起動した直後から、弾性体膜の上下の圧力が平衡となるまでの間、少なくなる 傾向にある。

一方、本発明では、筒状体と分散室との間の空気流通路を、弾性体膜に設けら

れた貫通孔と、バイバス管の2系統にしているので、空気は、流通し易い方を通 じて、筒状体と分散室との間を流れる。

このため、分散室内に、正圧の脈動空気振動波を供給した際に、筒状体内の圧力と分散室内の圧力とが瞬時に平衡となり、弾性体膜は、その初期の張り状態位置を中立状態として、上下にほぼ均等の振幅で、上下振動し、振動の再現性及び応答性が、優れている。

この結果、弾性体膜の貫通孔を通じて行われる粉体の排出が、上手く行われる、と考える。

請求項2に記載の粉体材料噴霧装置は、請求項1に記載の粉体材料噴霧装置の、 弾性体膜は、筒状体の下部と、分散室の上部との間に、弾性体膜取付具を用いて 取り付けられており、弾性体膜取付具は、中空を有する台座と、台座の表面上に 起立するように設けられ、中空を有する突き上げ部材と、突き上げ部材の外周よ りやや大きめの中空を有する押さえ部材とを備え、台座の表面には、台座に形成 された中空の外方の、突き上げ部材の外周より外側の位置に、台座に形成された 中空をリング状に取り囲むように設けられたV溝が形成されており、押さえ部材 の、台座に向き合う表面には、台座の表面に設けられたV溝に嵌まり合うように、 且つ、リング形状の、V字形状の突起が設けられており、台座の表面に、突き上 げ部材を載置し、突き上げ部材上に、弾性体膜を載置し、突き上げ部材及び弾性 体膜をともに覆うように、押さえ部材を台座に対して締め付けることで、弾性体 膜を、突き上げ部材により、押さえ部材方向に突き上げすることにより、その内 方側から外周側に引き伸ばした状態にし、突き上げ部材により引き伸ばされた弾 性体膜の外周部分を、突き上げ部材の外周と、押さえ部材の中空を形成する面と の間に挟持するとともに、台座の表面に設けられたV溝と、押さえ部材の、台座 に向き合う表面に設けられたV字形状の突起との間に挟持するようにし、台座の 底面を、分散室の上部に取り付け、押さえ部材の上面を、筒状体の下部に取り付 けた。

この弾性体膜取付具では、台座上に載置した突き上げ部材上に、弾性体膜を載置し、押さえ部材を台座に対して締め付けていくと、弾性体膜は、突き上げ部材により、押さえ部材方向に突き上げられる。この結果、弾性体膜は、押さえ部材

方向により突さ上げられることで、弾性体膜の内側から外周側に引き伸ばされる。 最初のうちは、突き上げ部材により、引き伸ばされた弾性体膜は、突き上げ部 材の外周面と、押さえ部材の中空を形成する面(内周面)との間の隙間を介して、 台座の表面に設けられているV溝と、押さえ部材の、台座に向き合う表面に設け られているV字形状の突起との間に嵌挿されていく。

更に、押さえ部材を台座に対して締め付けていくと、弾性体膜は、突き上げ部材により、押さえ部材方向に突き上げられた状態のまま、突き上げ部材の外周面と、押さえ部材の中空を形成する面(内周面)との間に、挟持される。且つ、突き上げ部材により、押さえ部材方向により突き上げられることで、弾性体膜の内側から外周側に引き伸ばされ、台座の表面に設けられているV溝と、押さえ部材の、台座に向き合う表面に設けられているV字形状の突起との間に嵌挿された部分が、台座の表面に設けられているV溝と、押さえ部材の、台座に向き合う表面に設けられているV字形状の突起との間に、挟持される。

以上により、この弾性体膜取付具では、台座上に載置した突き上げ部材上に、 弾性体膜を載置し、押さえ部材を台座に対して締め付けていくという簡単な操作 で、弾性体膜を、ピンと張った状態にすることができる。

請求項3に記載の粉体材料噴霧装置は、請求項2に記載の粉体噴霧装置の、突き上げ部材には、その外周に、断面視した場合、上側から下側が広がる傾斜面が設けられている。

この弾性体膜取付具では、突き上げ部材の外周に、断面視した場合、上側から下側が広がる傾斜面を設けているので、押さえ部材方向により突き上げられることで、弾性体膜の内側から外周側に引き伸ばされた部分が、台座の表面に、リング状に設けられているV溝と、押さえ部材の、台座に向き合う表面に、リング状に設けられているV字形状の突起との間に、移行し易い。

以上によっても、この弾性体膜取付具では、台座上に載置した突き上げ部材上 に、弾性体膜を載置し、押さえ部材を台座に対して締め付けていくという簡単な 操作で、弾性体膜を、ピンと張った状態にすることができる。

また、押さえ部材を台座に対して締め付けていくと、突き上げ部材の外周の傾斜面と、押さえ部材の中空の内周面との間隔が次第に狭くなるので、押さえ部材

の外周面と、押さえ部材の中空の内周面との間に、しっかりと挟持されるため、押さえ部材を台座に締め付けた後において、弾性体膜が弛むことがない。

これにより、例えば、装置に、ダイアフラムを張る際や、粉体材料噴霧装置の 弾性体膜を張る際に、この弾性体膜取付具により、弾性体膜を張るようにすれば、 使用中に、弾性体膜が弛むことがないため、長期に亘って、装置の正確な動作を 維持できる。

請求項4に記載の粉体材料噴霧装置は、請求項1~3のいずれかに記載の粉体 材料噴霧装置の、脈動空気振動波供給口は、分散室の下部位置に、分散室の内周 面に対し、概ね、接線方向に設けられ、排出口は、分散室の上部位置に、分散室 の内周面に対し、概ね、接線方向に設けられている。

この粉体材料噴霧装置では、分散室内に、分散室の下方の位置から、概ね、接線方向から正圧の脈動空気振動波を導入し、分散室の上方の位置から、概ね、接線方向に、正圧の脈動空気振動波を排出するようにしているので、正圧の脈動空気振動波は、分散室内で、分散室の下方の位置から、分散室の上方の位置へ向かって、渦巻き状に旋回する。

分散室内で、分散室の下方の位置から、分散室の上方の位置へ向かって、渦巻き状に旋回している、正圧の脈動空気振動波により、分散室は、サイクロンと同様の分粒機能を有する。

これにより、弾性体膜の貫通孔から分散室内に、凝集した大粒の粉体材料が、 排出されても、そのような凝集した大粒の粉体材料は、分散室の下方の位置を旋 回し続けるため、大粒の粉体材料が導管の他端から噴霧されることがない。

従って、この粉体材料噴霧装置を用いれば、導管の他端から、粒径の揃った、 一定量の粉体材料を噴霧できる。

また、大粒の粉体材料は、分散室内で、正圧の脈動空気振動波の旋回流に巻き込まれることで、小粒の粉体材料に分散される。そして、このようにして、所定の粒径になる迄分散された粉体材料は、正圧の脈動空気振動波の旋回流に乗って、分散室外へと排出されるため、分散室内に、凝集した大粒の粉体材料が堆積され難い。

図面の簡単な説明

図1は、本発明に係る粉体材料噴霧装置を概略的に示す構成図である。

図2は、図1に示す粉体材料噴霧装置で用いられる弾性体膜を概略的に示す平面図である。

図3は、 図1に示す粉体材料噴霧装置で用いられている弾性体膜取付具に、 弾性体膜を取り付けた状態を概略的に示す斜視図である。

図4は、図3に示す弾性体膜取付具の構成を概略的に示す分解斜視図である。

図5は、図3に示す弾性体膜取付具の構成を概略的に示す断面図である。

図6は、図1に示す粉体材料噴霧装置の分散室を平面視した場合の、分散室に設ける脈動空気振動波供給口の位置を模式的に示す平面図であり、図6 (a) は、分散室に対する、脈動空気振動波供給口の好ましい取付位置を説明する説明図であり、図6 (b) は、分散室に対する、脈動空気振動波供給口の実質的な取付可能位置を説明する説明図である。

図7は、図1に示す粉体材料噴霧装置の分散室を平面視した場合の、分散室に設ける脈動空気振動波供給口と排出口との位置を模式的に説明する図であり、図7(a)は、分散室に対する、脈動空気振動波供給口と排出口との好ましい取付位置を説明する説明図であり、図7(b)は、分散室に対する、脈動空気振動波供給口と排出口との実質的な取付可能位置を説明する説明図である。

図8は、本発明に係る粉体材料噴霧装置を備える、外部滑沢式打錠機の構成を 概略的に示す全体構成図である。

図9は、図8に示す、外部滑沢式打錠機のロータリ型打錠機を概略的に示す平 面図である。

図10は、本発明に係る粉体材料噴霧装置で用いられる脈動空気振動波発生装置の構成を、脈動空気振動波変換装置を中心にして、概略的に示す断面図である。

図11は、導管内に供給される、正圧の脈動空気振動波を例示的に示す説明図 である。

図12は、 図1に示す粉体材料噴霧装置の弾性体膜の動作を模式的に示す説明図である。

図13は、図9中、XIII-XIII線に従う、滑沢剤噴霧室の構成を概略

的に示す断面図である。

図14は、図8に示す滑沢剤吸引装置の部分を中心にして拡大して概略的に示す構成図である。

図15は、本発明に係る粉体材料噴霧装置で用いられる弾性体膜の他例を概略 的に示す平面図である。

図16は、本発明に係る粉体材料噴霧装置で用いられる脈動空気振動波発生 装置の他例を概略的に説明する説明図である。

図17は、 本発明に係る粉体材料噴霧装置で用いられる脈動空気振動波発生 装置の他例を概略的に説明する説明図である。

図18は、本発明に係る粉体材料噴霧装置の経時的な定量性試験結果を示すグラフである。

図19は、従来の微量粉体吐出装置の構成を模式的に示す構成図である。

図20は、 従来の微量粉体吐出装置の弾性体膜の動作を模式的に示す説明図である。

発明を実施するための最良の形態

図1は、本発明に係る粉体材料噴霧装置を概略的に示す構成図である。

この粉体材料噴霧装置1は、粉体材料を貯留する粉体材料貯蔵ホッパー2と、 定量噴霧装置3とを備える。

定量噴霧装置3は、粉体材料貯蔵ホッパー2の材料排出口2aに、材料切出弁34を介して、取り付けられている。

粉体材料貯蔵ホッパー2の材料投入口2bには、蓋体2cが着脱自在に且つ気密に取り付けられるようになっている。

定量噴霧装置3は、上下に開口部31a、31bを有し、粉体材料貯蔵ホッパー2の材料排出口2aに、気密に接続された筒状体31と、筒状体31の下部開口部31bに、筒状体31の底面をなすように設けられた弾性体膜32と、筒状体31の下部開口部31bに、弾性体膜32を介在させて、気密に接続された分散室33とを備える。

図2は、弾性体膜32を概略的に示す平面図である。

弾性体膜 32には、貫通孔 32 a が設けられている。

. .

この例では、貫通孔32aは、弾性体膜32の中央部に、スリット形状に設けられている。

分散室33には、分散室33内に、正圧の脈動空気振動波を供給する、脈動空 気振動波供給口33e1と、排出口33e2とが設けられている。

脈動空気振動波供給口33e1には、空気輸送管(例えば、図8に示す、空気輸送管T1を参照)が接続されるようになっており、空気輸送管(例えば、図8に示す、空気輸送管T1を参照)を介して、分散室33内に、正圧の脈動空気振動波が供給されるようになっている。

また、排出口33e2には、導管(図示せず。)の一端が接続されるようになっており、導管(図示せず。)の他端から、粉体材料が、正圧の脈動空気振動波に混和し、分散させた、粉体材料が、噴霧されるようになっている。

更に、筒状体31と、分散室33との間に、バイバス管35が設けられている。 また、この粉体材料噴霧装置1では、弾性体膜32は、筒状体31の下部31 bと、分散室33の上部33aとの間に、弾性体膜取付具5を用いて取り付けられている。

図3は、図1に示す粉体材料噴霧装置で用いられている弾性体膜取付具に、弾性体膜を取り付けた状態を概略的に示す斜視図であり、図4は、図3に示す弾性体膜取付具の構成を概略的に示す分解斜視図であり、また、図5は、図3に示す弾性体膜取付具の構成を概略的に示す断面図である。

この弾性体膜取付具5は、台座52と、突き上げ部材53と、押さえ部材54とを備える。

台座 52 には、中空 h1 が設けられており、中空 h1 の外周には、突き上げ部材 53 を載置するための、リング状の載置面 S1 が設けられている。更に、台座 52 には、中空 h1 をリング状に取り囲むように V 滞 Dv が設けられている。

突き上げ部材 5 3 は、中空 h 2 を有する。この例では、突き上げ部材 5 3 は、図 5 に示すように、その下面に、段差部 P 1 が設けられており、台座 5 2 上に、突き上げ部材 5 3 を載置すると、段差部 P 1 が、台座 5 2 の載置面 S 1 上に位置するようにされている。

また、この例では、突き上げ部材 5 3 を台座 5 2 上に載置した際に、突き上げ部材 5 3 の段差部 P 1 より下方に延設するように設けられている下方延設部 P 2 が、台座 5 2 の中空 h 1 内に収まるようにされている。即ち、突き上げ部材 5 3 の下方延設部 P 2 は、その外径 D 2 が、台座 5 2 の中空 h 1 の内径 D 1 に等しいか、やや小さい寸法に精密加工されている。

更に、この例では、突き上げ部材53は、その上方部P3の外周に、断面視した場合、上側から下側が広がる傾斜面が設けられている。

押さえ部材 54は、中空 h 3 を有する。また、押さえ部材 54 の、台座 52 に向き合う表面 S4 には、台座 52 の表面に設けられた V 溝Dv に嵌まり合うように、リング形状の、V字形状の突起 Cv が設けられている。

尚、図3及び図4中、55で示す部材は、ボルト等の締付手段を示している。

また、図4中、h4で示す孔は、台座52に形成された、締付手段55の固定孔を、また、h6で示す孔は、押さえ部材54に形成された、締付手段55の固定孔を、各々、示している。また、図4中、h5で示す孔は、台座52に形成され、目的とする装置(この例では、図1に示す、分散室33の上部33a)へ、弾性体膜取付具5を、ボルト等の固定手段(図示せず。)により取り付けるための固定孔を、また、h7で示す孔は、押さえ部材54に形成され、目的とする装置(この例では、図1に示す、筒状体31の下部31b)へ、弾性体膜取付具5を、ボルト等の固定手段(図示せず。)により取り付けるための固定孔を、各々、示している。

この例では、押さえ部材54の中空h3の内径D4は、突き上げ部材53の外径D3に等しいか、やや大きい寸法に精密加工されている。

次に、この弾性体膜取付具5に弾性体膜32を取り付ける手順について説明する。

弾性体膜取付具5に弾性体膜32を取り付ける際には、まず、台座52の表面に、突き上げ部材3を載置する。

次いで、突き上げ部材53上に、弾性体膜32を載置する。

次に、突き上げ部材53及び弾性体膜32をともに覆うように、突き上げ部材53上に押さえ部材54を載置する。この時、台座52に形成された固定孔h

4・・・の各文と、押さえ部材54に形成された固定孔h6・・・の各々とを整列させるようにする。

次に、ボルト等の締付手段55・・・の各々を、固定孔h4・・・、及び、固定孔h6・・・の各々に螺合等することで、台座52に対して、押さえ部材4を締め付けていく。

この弾性体膜取付具5では、台座52上に載置した突き上げ部材53上に、弾性体膜32を載置し、押さえ部材54を台座52に対して締め付けていくと、弾性体膜32は、突き上げ部材53により、押さえ部材54方向に突き上げられる。

この結果、弾性体膜32は、押さえ部材54方向により突き上げられることで、 弾性体膜32の内側から外周側に引き伸ばされる。

最初のうちは、突き上げ部材53により、引き伸ばされた弾性体膜32は、突き上げ部材53の外周面P3と、押さえ部材54の中空h3を形成する面(内周面)との間の隙間を介して、台座52の表面に設けられているV溝Dvと、押さえ部材54の、台座52に向き合う表面に設けられているV字形状の突起Cvとの間に嵌挿されていく。

更に、ボルト等の締付手段55・・・の各々により、押さえ部材54を台座52に対して締め付けていくと、弾性体膜32は、突き上げ部材53により、押さえ部材54方向に突き上げられた状態のまま、突き上げ部材53の外周面P3と、押さえ部材54の中空h3の内周面との間に、挟持される。且つ、突き上げ部材53により、押さえ部材54方向により突き上げられることで、弾性体膜32の内側から外周側に引き伸ばされた部分が、台座52の表面に設けられているV溝Dvと、押さえ部材54の、台座52に向き合う表面に設けられているV字形状の突起Cvとの間に、挟持される。

即ち、この弾性体膜取付具5では、台座52上に載置した突き上げ部材53上に、弾性体膜32を載置し、押さえ部材54を台座52に対して締め付けていくと、弾性体膜32が、突き上げ部材53により、押さえ部材54方向に突き上げられ、これにより、弾性体膜32が、その内方側から外周側に引き伸ばされた状態にされ、更に、このようにして、突き上げ部材53により引き伸ばされた弾性体膜32の外周部分が、台座52の表面に設けられたV溝Dvと、押さえ部材5

4の、台座製作向き合う表面に設けられたV字形状の突起Cvに挟持される結果、この弾性体膜取付具5では、台座52上に載置した突き上げ部材53上に、弾性体膜32を載置し、押さえ部材54を台座52に対して締め付けていくという簡単な操作で、弾性体膜32を、ピンと張った状態にすることができる。

更に、この弾性体膜取付具5では、突き上げ部材53の外周に、断面視した場合、上側から下側が広がる傾斜面P3を設けている。

この傾斜面P3は、この弾性体膜取付具5では、重要な要素になっているので、 この作用について、以下に詳しく説明する。

即ち、この弾性体膜取付具5では、突き上げ部材53の外周に、断面視した場合、上側から下側が広がる傾斜面P3を設けているので、弾性体膜32は、押さえ部材54方向により突き上げられることで、弾性体膜32の内側から外周側に引き伸ばされた部分が、台座52の表面に、リング状に設けられているV溝Dvと、押さえ部材54の、台座52に向き合う表面に、リング状に設けられているV字形状の突起Cvとの間に、移行し易い。

より具体的に説明すると、突き上げ部材53の傾斜面P3の外径が、押さえ部材54の中空h3の内径D4より十分に小さい関係にある時は、弾性体膜32は、突き上げ部材53の傾斜面P3と、押さえ部材54の中空h3を形成している表面との間の隙間(間隔)が十分にあるため、突き上げ部材53により、弾性体膜32の内側から外側に引き伸ばされた部分は、この隙間(間隔)を通って、台座52の表面に、リング状に設けられているV溝Dv方向へ、たやすく、誘導される。

また、突き上げ部材53の外周に設けられている傾斜面P3は、断面視した場合、上側から下側が広がるようにされているので、突き上げ部材53により、弾性体膜32の内側から外側に引き伸ばされた部分は、この傾斜面P3の表面に沿って、台座52の表面に、リング状に設けられているV滞Dv方向へ誘導される。そして、ボルト等の締付手段55・・・の各々を、固定孔h4・・・、及び、固定孔h6・・・の各々に螺合等することで、台座52に対して、押さえ部材54を締め付けていくことで、突き上げ部材53の傾斜面P3の外径が、押さえ部材54の中空h3の内径D4に次第に接近し、突き上げ部材53の傾斜面P3の

傾斜面 P 3 と 押さえ部材 5 4 の中空 h 3 を形成している表面との間の隙間(間隔)が、概ね、弾性体膜 3 2 の厚み(肉厚)程度になると、弾性体膜 3 2 は、突き上げ部材 5 3 の傾斜面 P 3 と、押さえ部材 5 4 の中空 h 3 を形成している表面との間に挟持されることになる。

以上の作用によっても、この弾性体膜取付具5では、台座52上に載置した突き上げ部材53上に、弾性体膜32を載置し、その後、ボルト等の締付手段55・・・の各々を用いて、押さえ部材54を台座52に対して締め付けていくという簡単な操作で、弾性体膜32を、ピンと張った状態にすることができる。

また、ボルト等の締付手段 5.5...の各々を用いて、押さえ部材 5.4を台座 5.2に対して締め付けていくと、突き上げ部材 5.3の外周の傾斜面 P.3と、押さえ部材 5.4の中空の内周面との間隔が次第に狭くなり、突き上げ部材 5.3の外周面 P.3と、押さえ部材 5.4の中空 h.3の内周面との間に、しっかりと挟持されるため、押さえ部材 5.4を台座 5.2 に締め付けた後において、弾性体膜 3.2 が弛むことがない。

また、この弾性体膜取付具 5 では、弾性体膜 3 2 を取り付ければ、弾性体膜 3 2 が、突き上げ部材 5 3 の傾斜面 P 3 と、押さえ部材 5 4 の中空 h 3 を形成している表面との間と、押さえ部材 5 4 の、台座 5 2 に向き合う表面に、リング状に設けられている V字形状の突起 C V と、台座 5 2 に、リング状に設けられている V字形状の溝 D V との間とに、2 重にロックされた状態になるため、押さえ部材 5 4 を台座 5 2 に締め付けた後において、弾性体膜 3 2 が弛むことがない。

従って、弾性体膜32を張る際に、この弾性体膜取付具5により、弾性体膜3 2を張るようにすれば、粉体材料噴霧装置1の使用中に、弾性体膜32が弛むことがないため、長期に亘って、これらの装置の正確な動作を維持できる。

以上により、弾性体膜取付具5への弾性体膜32の取付作業が終了すれば、図1に示すように、弾性体膜32が取り付けられた弾性体膜取付具5の押さえ部材54を、筒状体31の下部31bに、気密に取り付け、台座52を、分散室33の上部33aに、気密に取り付ける。

また、再び、図1を参照しながら説明すると、材料切出弁34は、筒状体31の上部筒状部3p1内に設けられており、材料切出弁34は、後述するレベルセ

ンサー36の情報に基づいて、粉体貯留ホッパー2の排出口2aを開閉すること で、粉体貯留ホッパー2内に貯留された滑沢剤(粉末)の切り出しができるよう になっている。

筒状体31の下部筒体部31p2は、透明な樹脂で製されている。より特定的 に説明すると、下部筒体部31p2は、例えば、ガラス、アクリル樹脂、ポリカ ーボネート樹脂等の光透過性を有する材料で製されている。

そして、下部筒体部31p2には、下部筒体部31p2の弾性体膜32上に堆 積貯留する滑沢剤(粉末)の量を検出するレベルセンサー36が付設されている。

レベルセンサー36は、赤外線や可視光線等の光を発光する発光素子36aと、 発光素子36aより照射された光を受光する受光素子36bとを備える。発光素 子36 aと、受光素子36 bとは、下部筒体部31 p 2 を挟むようにして、対向 配置されている。

そして、レベルセンサー36を設ける位置(弾性体膜32からレベルセンサー 36の設けられる位置の高さ) Hthで、下部筒体部31p2内の弾性体膜32 上に堆積貯留される滑沢剤 (粉末) の量を検出できるようになっている。

即ち、下部筒体部31p2内の弾性体膜32上に堆積貯留される滑沢剤(粉末) の量が、レベルセンサー36を設ける位置(弾性体膜32からレベルセンサー3 6の設けられる位置の高さ) Hthを超えると、発光素子36aから照射された 光が、滑沢剤(粉末)により遮られ、受光素子36bで受光できなくなる(オフ になる。) ので、この時、下部筒体部31p2内の弾性体膜32上に堆積貯留さ れる滑沢剤(粉末)の弾性体膜32上からの高さHが、高さHthを超えている ことが検出できる(H>Hth)。

また、下部筒体部31p2内の弾性体膜32上に堆積貯留される滑沢剤(粉末) の量が、レベルセンサー36を設ける位置(弾性体膜32からレベルセンサー3 6の設けられる位置の高さ)Hth未満になると、発光素子36aから照射され た光が、受光素子36bで受光できる(オンになる。)ので、この時、下部筒体 部31p2内の弾性体膜32上に堆積貯留される滑沢剤(粉末)の弾性体膜32 上からの高さHが、高さHth未満になっていることが検出できる(H<Hth)。

この例では、材料切出弁34は、レベルセンサー36の検出値に応じて、上下・

に移動して。粉体貯留ホッパー2の排出口2 aを閉じたり、開いたりできるようになっている。より詳しく説明すると、粉体材料噴霧装置1では、定量噴霧装置3を駆動している間、レベルセンサー36の発光素子36aを点灯した状態にしておき、発光素子36aから照射された光を、受光素子36bで受光できなくなる(オフになる。)と、材料切出弁34を上方に移動させて、粉体貯留ホッパー2の排出口2aを閉じ、発光素子36aから照射された光を、受光素子36bで受光しする(オンになる。)と、材料切出弁34を下方に移動させて、粉体貯留ホッパー2の排出口2aを、受光素子36bで受光できなくなる(オフになる。)まで、開いた状態にすることで、定量噴霧装置3を駆動している間、下部筒体部31p2内の弾性体膜32上に、常に、概ね一定量の滑沢剤(粉末)が貯留堆積するようにしてある。

また、分散室33は、その内部において、正圧の脈動空気振動波が旋回流になり易いように、その内部の形状が、概ね円筒形状にされている。尚、ここでは、分散室33の内部の形状が、概ね円筒形状にされている例を示しているが、分散室33の内部の形状は、その内部において、正圧の脈動空気振動波が旋回流になり易い形状にされておればよく、その内部の形状は、必ずしも、概ね円筒形状にされている場合に限定されることはない。

また、この例では、脈動空気振動波供給口33e1は、分散室33には、その下方の位置に、分散室33の内周面の概ね接線方向に設けられている。

また、排出口33e2は、分散室33の上方の位置に、分散室33の内周面の 概ね接線方向に設けられている。

ここで、分散室33に設ける脈動空気振動波供給口33e1の位置について、図6を用いて、更に、詳しく説明する。

図6は、分散室33を平面視した場合の、分散室33に設ける脈動空気振動波供給口33e1の位置を模式的に示す平面図であり、図6(a)は、分散室33に対する、脈動空気振動波供給口33e1の好ましい取付位置を説明する説明図であり、図6(b)は、分散室33に対する、脈動空気振動波供給口33e1の実質的な取付可能位置を説明する説明図である。

尚、図6(a)及び図6(b)の各々に、曲線で示す矢印は、分散室33内に

発生する、重压の脈動空気振動波の旋回流の向きを模式的に示している。

分散室33内に、正圧の脈動空気振動波の旋回流を発生させるためには、分散室33に対して、脈動空気振動波供給口33e1は、分散室33の内周面に対して、概念、接線方向(図6(a)中、破線Ltで示される方向)に設けられていることが好ましい(図6(a)を参照)。

しかしながら、脈動空気振動波供給口33e1は、図6(a)に示すように、 分散室33の内周面に対して、概ね、接線方向に設けられている必要はなく、脈動空気振動波供給口33e1は、分散室33内に、支配的な1個の旋回流を形成できる限り、図6(b)に示すように、分散室33の内周面に対して、概ね、接線方向(例えば、図6(b)中、破線Ltで示される方向)と等価な方向(即ち、分散室33の内周面の接線方向(例えば、図6(b)中、破線Lt)に平行な方向)に設けられていてもよい。

尚、脈動空気振動波供給口33e1を、図6(b)中に、想像線Lcで示すように、分散室33の中心線方向に設けた場合には、分散室33内の形状が、概ね円筒形状の場合には、いずれが支配的とも言えない2個の旋回流が発生するので、このような方向に設けるのは、分散室33内に、正圧の脈動空気振動波の旋回流を発生させることを考慮した場合には、あまり好ましいとは言えない。

次いで、分散室33に設ける脈動空気振動波供給口33e1と排出口33e2 との位置関係について、図7を用いて、詳しく説明する。

図7は、分散室33を平面視した場合の、分散室33に設ける脈動空気振動波供給口33e1と排出口33e2との位置を模式的に説明する図であり、図7(a)は、分散室33に対する、脈動空気振動波供給口33e1と排出口33e2との好ましい取付位置を説明する説明図であり、図7(b)は、分散室33に対する、脈動空気振動波供給口33e1と排出口33e2との実質的な取付可能位置を説明する説明図である。

尚、図7(a)及び図7(b)の各々に、曲線で示す矢印は、分散室33内に 発生する、正圧の脈動空気振動波の旋回流の向きを模式的に示している。

分散室33に、排出口33e2を、図7(a)に示すような位置に設けた場合には、分散室33内に発生する、脈動空気振動波の旋回流の向き(空気の進行方

...

向)と逆方傳に排出口33e2が設けられる関係になり、この場合には、排出口33e2における、空気に分散させて流動化させた滑沢剤(粉末)の排出効率を低く設定できる。

これどは逆に、排出口33e2における、空気に分散させて流動化させた滑沢 剤 (粉末)の排出効率を高くしたい場合には、図7 (b)に例示的に示す、排出口33e21又は排出口33e22のように、分散室33内に発生する、正圧の脈動空気振動波の旋回流の向きと順方向に排出口33e2を設けるのが好ましい。

尚、図1中、37で示す部材装置は、筒状体31内の圧力、即ち、装置1内の 圧力を確認するために設けられた圧力センサーを示している。

また、38で示す部材装置は、発光素子38aと受光素子38bとを備えて構成されたレベルセンサーを示しており、この例では、このレベルセンサー38により、粉体貯留ホッパー2内に貯留した滑沢剤(粉末)の残量を検出するようにしている。

尚、これらの部材装置37、38は、必要により設けられるものであり、必須 の構成部材ではない。

次に、粉体材料噴霧装置1の適用例について、例示的に説明する。

図8は、粉体材料噴霧装置1を備える、外部滑沢式打錠機の構成を概略的に示す全体構成図である。

この外部滑沢式打錠機Aは、脈動空気振動波発生装置21と、ロータリ型打錠機41の所定の位置に設けられた、滑沢剤噴霧室61と、滑沢剤噴霧室61により噴霧された滑沢剤の中、余分な滑沢剤を除去する滑沢剤吸引装置71と、この外部滑沢式打錠機Aの全体を制御・統括する演算処理装置81とを備える。

脈動空気振動波発生装置21は、ブロア等の圧縮空気源22と、圧縮空気源2 2により発生させた圧縮空気を、正圧の脈動空気振動波に変換する脈動空気振動 波変換装置23とを備える。尚、図8中、24で示す部材装置は、必要により設 けられ、電磁弁等で構成され、圧縮空気源22により発生させた圧縮空気の流量 を調整する、流量制御装置を示している。

この例では、圧縮空気源22と流量制御装置24とは、導管T3により接続さ

れ、また、流量制御装置 2 4 と脈動空気振動波変換装置 2 3 とは、導管 T 4 により接続され、圧縮空気源 2 2 より発生させた圧縮空気は、導管 T 3 を介して、流量制御装置 2 4 に供給され、流量制御装置 2 4 により、所定の流量に調整された後、導管 T 4 を介して、脈動空気振動波変換装置 2 3 に供給されるようになっている。

尚、図8中、25で示す部材装置は、圧縮空気を脈動空気振動波に変換する、回転カム(図10に示す回転カム29を参照。)を回転駆動するため、モータ等の回転駆動手段を示している。

脈動空気振動波発生装置21と、粉体材料噴霧装置1とは、導管T1により接続されており、脈動空気振動波発生装置21により発生させた、正圧の脈動空気振動波が、導管T1を介して、粉体材料噴霧装置1に供給されるようになっている。

より具体的に説明すると、脈動空気振動波発生装置21の粉脈動空気振動波変換装置23は、導管T1の一端T1aに接続され、導管T1の他端T1bが、粉体材料噴霧装置1の分散室33の脈動空気振動波供給口33e1に接続されている。

粉体材料噴霧装置1と、滑沢剤噴霧室61とは、導管T2により接続されており、粉体材料噴霧装置1から排出され、導管T2内で、正圧の脈動空気振動波に混和し、分散された滑沢剤(粉末)が、導管T2を介して、滑沢剤噴霧室61に供給されるようになっている。

次に、ロータリ型打錠機41の構成について説明する。

図9は、ロータリ型打錠機41を概略的に示す平面図である。

尚、ロータリ型打錠機41としては、通常のロータリ型打錠機を用いている。即ち、このロータリ型打錠機41は、回転軸に対して回転可能に設けられた回転テーブル44と、複数の上杵42・・・と、複数の下杵43・・・とを備える。回転テーブル44には、複数の臼45・・・が形成されており、複数の臼45・・・の各々に対応するように、組となる上杵42・・・と、下杵43・・・とが設けられており、複数の上杵42・・・と、複数の下杵43・・・と、複数の臼45・・・とは、同期して回転するようになっている。

1.46

また、複数の上杵42・・・は、カム機構(図示せず。)によって、所定の位置で、回転軸の軸方向に上下に移動可能にされており、また、複数の下杵43・・・も、カム機構50によって、所定の位置で、回転軸の軸方向に上下に移動可能にされている。

尚、図8及び図9中、46に示す部材装置は、成形材料を日45・・・の各々内に充填するフィードシューを、47で示す部材装置は、日45・・・の各々内に充填された成形材料を一定量にするためのスクレーパを、又、48で示す部材装置は、製造された錠剤tを排出シュート49へ排出するために設けられている錠剤排出用スクレーパを、各々、示している。

また、図9中、R1で示す位置は、滑沢剤噴霧ポイントであり、この外部滑沢式打錠機Aでは、滑沢剤噴霧ポイントR1に、滑沢剤噴霧室61が設けられている。より詳しく説明すると、滑沢剤噴霧室61は、回転テーブル44上に固定的に設けられており、回転テーブル44、複数の上杵42・・・、及び、複数の下杵43・・・が回転することで、滑沢剤噴霧室61に順次収容される、日45・・・、上杵42・・・及び下杵43・・・の各々の表面に、滑沢剤が塗布されるようになっている。尚、滑沢剤噴霧室61における、日45・・・、上杵42・・・及び下杵43・・・の各々の表面への滑沢剤の塗布については、後ほど、詳しく説明する。

また、図9中、R2で示す位置は、成形材料充填ポイントであり、成形材料充填ポイントR2において、フィードシュー46により、日45及び日45内に所定の位置まで挿入されている下杵43により形成されている空間内に、成形材料 mが充填されるようになっている。

また、図9中、R3で示す位置は、予備打錠ポイントであり、予備打錠ポイントR3において、日45及び下杵43により形成されている空間内に充填され、スクレーパ47によりこすり削られることで、所定の量にされた成形材料が、組となる上杵42と下杵45により、予備打錠されるようになっている。

また、図9中、R4で示す位置は、本打錠ポイントであり、本打錠ポイントR4において、予備打錠された成形材料が、組となる上杵42と下杵45により、本格的に圧縮され、錠剤tに圧縮成形されるようになっている。

また、図9中、R5で示す位置は、錠剤排出ポイントR5において、下杵43の上面が日45の上端まで挿入されることで、日45外に排出された錠剤 tが、錠剤排出用スクレーパ48により、排出シュート49へ排出されるようになっている。

次に、脈動空気振動波発生装置 2 1 を構成する脈動空気振動波変換装置 2 3 の 構成について更に詳しく説明する。

図10は、脈動空気振動波発生装置21の構成を、脈動空気振動波変換装置2 3を中心にして、概略的に示す断面図である。

脈動空気振動波変換装置23は、空気供給ポート26aと、空気排出ポート26bとを備える中空室26と、中空室26内に設けられた弁座27と、弁座27を開閉するための弁体28と、弁座27に対して弁体28を開閉させるための回転カム29とを備える。

空気供給ポート26 a には、導管 T 4 が接続されており、また、空気排出ポート26 b には、導管 T 1 が接続されている。

また、図10中、26 cで示す部分は、中空室26 に、必要により設けられる、 圧力調整ポートを示しており、圧力調整ポート26 cには、圧力調整弁30が、 大気との導通・遮断をするように設けられている。

弁体28は、軸体28aを備え、軸体28aの下端には、回転ローラ28bが 回転可能に設けられている。

また、脈動空気振動波変換装置23の装置本体23aには、弁体28の軸体28aを、気密に且つ上下方向に移動可能に収容するための、軸体収容孔h9が形成されている。

回転カム29は、内側回転カム29aと、外側回転カム29bとを備える。 内側回転カム29a及び外側回転カム29bの各々には、回転ローラ28bの 概ね直径分の距離を隔てるようにして、所定の凹凸パターンが形成されている。

回転カム29は、滑沢剤(粉末)の物性に応じて、滑沢剤(粉末)が混和し、 分散し易い凹凸パターンを有するものが用いられる。

回転カム29の内側回転カム29aとの外側回転カム29bとの間には、回転ローラ28bが、回転可能に、嵌挿されている。

.

尚、図10中。axで示す部材は、モータ等の回転駆動手段 25の回転軸を示しており、回転軸 axには、回転カム 29 が、交換可能に取り付けられるようになっている。

次に、脈動空気振動波発生装置21により、導管T1内へ、正圧の脈動空気振動波を供給する方法について説明する。

導管 T 1 内へ、正圧の脈動空気振動波を供給する際には、まず、回転駆動手段 2 5 の回転軸 a x に、滑沢剤(粉末)の物性に応じて、滑沢剤(粉末)が混和し、分散し易い凹凸パターンを有する回転カム 2 9 を取り付ける。

次に、空気源22を駆動することにより、導管T3内へ、圧縮空気を供給する。 導管T3内へ供給された圧縮空気は、流量制御装置24が設けられている場合 にあっては、流量制御装置24により、所定の流量に調整された後、導管T4に 送られ、導管T4に送られた、所定の流量の圧縮空気は、空気供給ポート26 a から中空室26内へと供給される。

また、空気源22を駆動するとともに、回転駆動手段25を駆動することで、回転駆動手段25の回転軸axに取り付けた回転カム29を所定の回転速度で回転させる。

これにより、回転ローラ28bが、所定の回転速度で回転駆動している回転カム29の内側回転カム29aとの外側回転カム29bとの間で、回転し、回転カム29に設けられている凹凸パターンに従って、再現性良く、上下運動する結果、弁体28が、回転カム29に設けられている凹凸パターンに従って、弁座28を開閉する。

また、中空室 26 に、圧力調整ポート 26 c や圧力調整 + 30 が設けられている場合にあっては、圧力調整ポート 26 c に設けられている圧力調整 + 30 を適宜調整 + 30 を適宜調整 + 30 に 選挙 + 30 を適節する。

以上の操作により、導管T1に、正圧の脈動空気振動波が供給される。

尚、導管T1内に供給される正圧の脈動空気振動波の波長は、回転カム29に 設けられている凹凸パターン及び/又は回転カム29の回転速度により、適宜調 節される。また、正圧の脈動空気振動波の波形は、回転カム29に設けられてい る凹凸パタ 考えにより、調節することができ、正圧の脈動空気振動波の振幅は、空気源22の駆動量を調節したり、流量制御装置24が設けられている場合にあっては、流量制御装置24の調節をしたり、圧力調整ポート26cや圧力調整弁30が設けられている場合にあっては、圧力調整ポート26cに設けられている圧力調整弁30を適宜調整したり、又は、これらを組み合わせて調節すること等により調節できる。

図11は、以上のような操作により、導管T1内に供給される、正圧の脈動空気振動波を例示的に示す説明図である。

導管T1内に供給される、正圧の脈動空気振動波は、図11(a)に示すように、脈動空気振動波の振幅の山が正圧で、谷が大気圧であるような脈動空気振動波であっても良く、又、図11(b)に示すように、脈動空気振動波の振幅の山と谷とがともに正圧の脈動空気振動波であっても良い。

次に、粉体材料噴霧装置1の動作について説明する。

まず、粉体材料噴霧装置1を用いて、滑沢剤噴霧室61に、滑沢剤(粉末)を 定量的に供給する際には、まず、粉体貯留ホッパー2内に、滑沢剤(粉末)を収 容し、粉体貯留ホッパー2の材料投入口2bに、蓋体2cを気密に取り付ける。

また、脈動空気振動波変換装置23の回転駆動手段25の回転軸axに、滑沢剤(粉末)の物性に応じて、滑沢剤(粉末)が混和し、分散し易い凹凸パターンを有する回転カム29を取り付ける。

次に、空気源22を駆動するとともに、脈動空気振動波変換装置23の回転駆動手段25を所定の回転速度で回転させることにより、導管T1内へ、所望の流量、圧力、波長、波形の、正圧の脈動空気振動波を供給する。

導管 T 1 内へ供給された、正圧の脈動空気振動波は、脈動空気振動波供給口33 e 1 から分散室33 内に供給され、分散室33 内で、下方から上方に向かって、 竜巻のような渦巻き流のように旋回する、正圧の脈動空気振動波となり、排出口33 e 2 から排出される。

この分散室33内において発生した、旋回する、正圧の脈動空気振動波は、脈動空気振動波としての性質は失われていないため、弾性体膜32は、正圧の脈動空気振動波の周波数、振幅、波形に従って振動する。

レベルセンサ 36を動作状態にすると、発光素子36aから光が照射され、発光素子36aから照射された光が、受光素子36bにより受光され、この時には、粉体貯留ホッパー2の排出口2aに設けられている材料切出弁34は、下方に移動し、排出口2aを開いた状態にするので、粉体貯留ホッパー2内に貯留した滑沢剤(粉末)は、粉体貯留ホッパー2の排出口2aから、筒状体31内へ排出され、弾性体膜32上に堆積する。

弾性体膜32上に堆積した滑沢剤(粉末)が、弾性体膜32からの高さHが、レベルセンサー36の設けられている位置の高さHthを超えると、発光素子36aから照射された光が、弾性体膜32上に堆積した滑沢剤(粉末)により遮られるため、受光素子36bが、発光素子36aから照射された光を受光しなくなる。これにより、粉体貯留ホッパー2の排出口2aに設けられている材料切出弁34は、上方に移動し、排出口2aを閉じた状態にするので、滑沢剤(粉末)は、弾性体膜32からレベルセンサー36の設けられている位置の高さHthになるまで、弾性体膜32上に堆積する。

次に、粉体材料噴霧装置1の動作について説明する。

図12は、粉体材料噴霧装置1の弾性体膜32の動作を模式的に示す説明図である。

例えば、分散室33内に送り込まれる、正圧の脈動空気振動波が山の状態になり、分散室33内の圧力Pr33が、筒状体31内の圧力Pr31に比べて高くなった場合(圧力Pr33>圧力Pr31)には、弾性体膜32は、図12(a)に示すように、その中央部が上方に湾曲した形状に弾性変形する。

この時、貫通孔32aは、断面視した場合、貫通孔32aの上側が開いた、概ねV字形状になり、このV字形状になった貫通孔32a内に、筒状体31内の弾性体膜32上に貯留した滑沢剤(粉末)の一部が落下する。

このような動作は、図20に示した弾性体膜232の動作と同様であるが、この粉体材料噴霧装置1では、分散室33と筒状体31との間に、新たに、バイパス管35を設けているので、弾性体膜32は、その初期の張り状態を中立状態にして、上下のほぼ均等の振幅で、上下振動するので、振動が精度よく行える。

即ち、この装置1では、筒状体31と分散室33との間の空気流通路を、弾性

体膜32に設力られた貫通孔32aと、バイパス管35の2系統にしているので、 空気は、流通し易い方を通じて、筒状体31と分散室33との間を流れる。

即ち、図12(a)に示したように、弾性体膜32の貫通孔32aを通じて、分散室33から筒状体31へ空気が流入する際には、バイパス管35内に、筒状体31から分散室33へと流れる気流が発生するため、図19及び図20に示した、微量粉体吐出装置201のような、バイパス管35が無いものに比べ、弾性体膜32の貫通孔32aを通じて、分散室33から筒状体31へ空気が流入が、スムーズに行われる。

次いで、分散室33内に送り込まれる、正圧の脈動空気振動波が、その振幅の谷に向かうにつれ、分散室33内の圧力Pr33と、筒状体31内の圧力Pr31とが等しくなってくると(圧力Pr33=圧力Pr31)には、弾性体膜32は、その復元力により、その中央が上方向に湾曲した形状から、元の状態に戻ってくる。この時、貫通孔32aの形状も、上側が開いた、概ねV字形状から元の形状に戻るが、貫通孔32aが、上側が開いた、概ねV字形状になった際に、貫通孔32a内に落下した、粉体材料が、貫通孔32aに挟み込まれた状態になる(図12(b)を参照)。

この装置1では、筒状体31と分散室33との間の空気流通路を、弾性体膜32に設けられた貫通孔32aと、バイバス管35の2系統にしているので、空気は、流通し易い方を通じて、筒状体31と分散室33との間を流れる。

即ち、図12(b)に示したように、弾性体膜32の貫通孔32aを通じて、筒状体31から分散室33へ空気が流入する際には、貫通孔32aが閉塞しても、バイパス管35を通じて、筒状体31から分散室33へと空気が流れるために、図19及び図20に示した、微量粉体吐出装置201のような、バイパス管35が無いものに比べ、分散室33の圧力と筒状体31の圧力とが、速やかに平衡状態になる。

次いで、分散室33内に供給されている、正圧の脈動空気振動波が、その振幅の谷になり、分散室33の圧力が、低くなると、弾性体膜32は、その中央が下方向に湾曲した形状に、弾性変形する。この時、貫通孔32aは、断面視した場合、下側が開いた、概ね逆V字形状になる。そして、貫通孔32aが、概ね逆V

字形状になった際に、貫通孔32a内に挟み込まれていた、粉体材料が、分散室33内に落下する(図12(c)を参照)。

分散室33内へ、貫通孔32a内に挟み込まれていた、粉体材料が、排出される際に、この装置1では、筒状体31と分散室33との間の空気流通路を、弾性体膜32に設けられた貫通孔32aと、バイバス管35の2系統にしているので、空気は、流通し易い方を通じて、筒状体31と分散室33との間を流れる。

即ち、図12(c)に示したように、弾性体膜32が、その中央が下方に湾曲した形状となり、筒状体31の体積が大きくなった際には、バイバス管35を通じて、分散室33から筒状体31へ、空気が流れ込むため、貫通孔32aを通じての、分散室33から筒状体31への空気の流れ込みは、生じない。これにより、貫通孔32aを通じての粉体材料の排出が、図19及び図20に示した、微量粉体吐出装置201のような、バイバス管35が無いものに比べ、スムーズに行われる。

このように、この装置1では、分散室33内に、正圧の脈動空気振動波を供給した際に、筒状体31内の圧力と分散室33内の圧力との平衡になるのに要する時間が速くなり、正圧の脈動空気振動波の振動に対して、弾性体膜32の上下の振動の応答性が、優れている。この結果、貫通孔32aを通じて行われる粉体の排出が、上手く行われる。

更に、この装置1では、分散室33内へ落下した滑沢剤(粉末)は、分散室33内を旋回している、正圧の脈動空気振動波に混和し、分散し、流動化して、排出口33e2より、正圧の脈動空気振動波とともに、導管T2内へ送り出される。

導管 T 2 内へ、正圧の脈動空気振動波に混和し、分散した状態で送り出された、 滑沢剤(粉末)は、正圧の脈動空気振動波により気力輸送され、導管 T 2 の他端 (図8及び図9中に示す導管 T 2 の他端 e 2 を参照)から、滑沢剤噴霧室 6 1 内 へと供給される。

尚、以上のような弾性体膜32の貫通孔32aを通じて行われる、分散室33 内への滑沢剤(粉末)の排出は、この粉体材料噴霧装置1を動かしている間、繰り返し行われる。

また、この粉体材料噴霧装置1では、定量噴霧装置3を動かしている間、レベ

ルセンサー36の発光素子36aは点灯状態にされ、受光素子36bが、発光素子36aから照射される光を受光するようになれば、材料切出弁34を下方に移動させて、粉体貯留ホッパー2の排出口2aを開き、受光素子36bが、発光素子36aから照射される光を受光しなくなると、材料切出弁34を上方に移動させて、粉体貯留ホッパー2の排出口2aを閉じた状態にするという動作により、弾性体膜32上に、常に、概ね、一定量(レベルセンサー36を設ける位置(弾性体膜32からレベルセンサー36の設けられる位置の高さHth)の滑沢剤(粉末)が存在するようにされている。

この粉体材料噴霧装置1では、弾性体膜32の、その中央部を振動の腹として、外周部を振動の節とする、上下方向の振動は、分散室33内へ供給される、正圧の脈動空気振動波の周波数、振幅、波形に従って、一義的に振動する。従って、分散室33内へ供給される、正圧の脈動空気振動波を一定にしている限り、常に、一定量の滑沢剤(粉末)が、弾性体膜32の貫通孔32aを通じて、分散室33内へ精度良く排出されるので、この粉体材料噴霧装置1は、例えば、一定量の粉体(この例では、滑沢剤(粉末))を、目的とする場所(この例では、滑沢剤噴霧室61)に供給する装置として優れている。

また、この粉体材料噴霧装置1には、分散室33内へ供給する正圧の脈動空気振動波の周波数、振幅、波形を制御すれば、目的とする場所(この例では、滑沢削噴霧室61)に供給する粉体(この例では、滑沢削(粉末))の量を容易に変更することができるという利点をも合わせ持っている。

更に、この粉体材料噴霧装置1では、分散室33内において、正圧の脈動空気振動波を、下方から上方に向かう旋回流にしているので、分散室33内に排出された粉体(この例では、滑沢剤(粉末))中に、たとえ、凝集した粒径の大きい粒子が含まれていたとしても、その多くは、分散室33内を旋回している、正圧の脈動空気振動波に巻き込まれることにより、小さな粒径になるまで分散される。

のみならず、この粉体材料噴霧装置1では、分散室33内において、正圧の脈動空気振動波を、下方から上方に向かう旋回流にしているため、分散室33は、サイクロンと同様の、分粒機能を有している。これにより、概ね所定の粒径の粉体(この例では、滑沢剤(粉末))が、排出口33e2から導管T2内へと排出

される。一方。凝集した粒径の大きい粒子は、分散室33内の下方の位置を旋回し続け、分散室33内を旋回している、正圧の脈動空気振動波に巻き込まれることにより、所定の粒径まで分散されてから、排出口33e2から、導管T2内へと排出される。

30

従って、この粉体材料噴霧装置1を用いれば、目的とする場所 (この例では、滑沢剤噴霧室61) に、粒径の揃った粉体 (この例では、滑沢剤 (粉末)) の一定量を供給できるという利点もある。

また、導管 T 2 内へ供給された粉体 (この例では、滑沢剤 (粉末)) は、導管 T 2 の他端 e 2 まで、正圧の脈動空気振動波により気力輸送されることになる。

これにより、この粉体材料噴霧装置1では、導管T2内へ供給された粉体(この例では、滑沢剤(粉末))を、導管T2の他端e2まで、一定流量の定常圧空気により気力輸送するような装置に見られるような、導管T2内における、粉体の堆積現象や、導管T2内における、粉体の吹き抜け現象が発生し難い。

したがって、この粉体材料噴霧装置1では、分散室33の排出口33e2から 導管T2内へ排出された当初の粉体(この例では、滑沢剤(粉末))の濃度が維持された状態で、粉体(この例では、滑沢剤(粉末))が、導管T2の他端e2 から排出されるので、導管T2の他端e2から噴霧される粉体(この例では、滑沢剤(粉末))の定量性を精密にコントロールすることができる。

更に、この粉体材料噴霧装置1では、粉体材料噴霧装置1を動かしている間、弾性体膜32上に、常に、概ね、一定量(レベルセンサー36を設ける位置(弾性体膜32からレベルセンサー36の設けられる位置の高さHth)の粉体(この例では、滑沢剤(粉末))が存在するようにしているので、弾性体膜32の貫通孔32aから排出される粉体(この例では、滑沢剤(粉末))の排出量が、弾性体膜32上に存在する、粉体(この例では、滑沢剤(粉末))の量が変動することで、変動するという現象が生じない。これによっても、この粉体材料噴霧装置1は、例えば、一定量の粉体(この例では、滑沢剤(粉末))を、目的とする場所(この例では、滑沢剤噴霧室61)に供給する装置として優れている。

また、この粉体材料噴霧装置1を用いれば、分散室33内に、たとえ、大粒の 粉体(この例では、滑沢剤(粉末))が排出されたとしても、その大部分が、分 散室33内を旋回している、正圧の脈動空気振動波に巻き込まれることにより、 所定の粒径まで砕かれて、排出口33e2から、導管T2内へと排出されるため、 分散室33内に、大粒の粉体(この例では、滑沢剤(粉末))が堆積し難い。

これにより、この粉体材料噴霧装置1では、定量噴霧装置3を、長時間、駆動しても、分散室33内に、粉体(この例では、滑沢剤(粉末))が堆積することが無いため、分散室33内を清掃する作業回数を減らすことができる。

したがって、この粉体材料噴霧装置 1 を外部滑沢式打錠機 A に取り付けた場合には、外部滑沢式打錠機 A を用いて、連続打錠を行っている最中に、分散室 3 3 内を清掃する作業が、殆ど不要となる。このため、外部滑沢式打錠機 A を用いれば、外部滑沢錠剤(錠剤の内部に、滑沢剤を含まない錠剤)を、効率良く、製造することができるという効果もある。

のみならず、この粉体材料噴霧装置1では、弾性体膜32を、図3、図4及び図5に示した弾性体膜取付具5を用いることにより、張った状態にしているので、弾性体膜32の弛みが原因となって、この粉体材料噴霧装置(定量フィーダ装置)の定量性が損なわれることもない。

次に、滑沢剤噴霧室61の構成について詳しく説明する。

図13は、図9中、XIII-XIII線に従う、滑沢剤噴霧室61の構成を 概略的に示す断面図である。

滑沢剤噴霧室61は、回転テーブル44に形成されている日43・・・の直径よりやや大きめの直径を有しており、その下面S61aと上面S61bの各々が開口した形状になっている。滑沢剤噴霧室61の起立壁W61の上方には、上杵42・・・の回転軌道方向に、上杵42・・・を滑沢剤噴霧室61内に収容するための上杵収容凹部61aが、必要により形成される。

滑沢剤噴霧室61の起立壁W61には、導管T2の先端e2が接続されており、この先端e2から、滑沢剤噴霧室61内に、導管T2を介して供給されてくる、正圧の脈動空気振動波に混和し、分散した、粉体(この例では、滑沢剤(粉末))が、正圧の脈動空気振動波とともに、噴霧されるようになっている。

また、滑沢剤噴霧室61の起立壁W61には、滑沢剤吸引装置71の吸引手段72に接続された吸引ダクトT5の一端e5が接続されており、吸引手段72を

駆動すれば、& の一端 e 5 から、滑沢剤噴霧室 6 1 内に噴霧された、粉体(この例では、滑沢剤(粉末))の中、余分な粉体(この例では、滑沢剤(粉末))を吸引することができるようになっている。

滑沢剤噴霧室61は、滑沢剤噴霧ポイントR1に、回転テーブル44上に、回転テーブル44に形成された日45・・・の回転軌道に位置するように、固定的に設けられている。そして、滑沢剤噴霧室61の下面S61aは、回転テーブル44に表面S44上に接するように、且つ、回転テーブル44を回転させると、回転テーブル44の表面S44が、下面S61aに対して、摺動するようにされている。

この滑沢剤噴霧室61では、上杵42・・・、下杵43・・・、及び、日45・・・への滑沢剤(粉末)の塗布は、以下のようにして行われる。

まず、導管T2の先端e2から、滑沢剤噴霧室61内に、正圧の空気脈動波に混和し、分散させた、滑沢剤(粉末)を、噴霧する。また、吸引手段72の駆動量を適宜調節して、吸引手段72を駆動することで、滑沢剤噴霧室61内に噴霧された滑沢剤(粉末)の中、余分な滑沢剤(粉末)を、吸引ダクトT5の一端e5から吸引する。これにより、滑沢剤噴霧室61内は、一定濃度の滑沢剤(粉末)が、正圧の空気脈動波に混和し、分散した状態に保たれる。

そして、回転テーブル44、上杵42・・・、及び、下杵43・・・を同期するように回転させることで、滑沢剤噴霧室61の下方に送られてくる、日45内に所定の位置まで挿入されている下杵43の表面(上面)S43、及び、日45の内周面S45の下杵43の表面(上面)S43より上の部分、及び、滑沢剤噴霧室61内に送られてくる上杵42の表面(下面)S42に、順次、滑沢剤(粉末)が塗布される。

この滑沢剤噴霧室 6 1では、下杵 4 3の表面 (上面) S 4 3、日 4 5 の内周面 S 4 5 の下杵 4 3 の表面 (上面) S 4 3 より上の部分、及び、上杵 4 2 の表面 (下面) S 4 2 に、正圧の空気脈動波の存在下で、滑沢剤 (粉末)を塗布するようにしているので、たとえ、下杵 4 3 の表面 (上面) S 4 3、日 4 5 の内周面 S 4 5 の下杵 4 3 の表面 (上面) S 4 3 より上の部分、及び/又は、上杵 4 2 の表面 (下面) S 4 2 に、余分な滑沢剤 (粉末)が付着したとしても、正圧の空気脈動波が

山側になった時に、下杵43の表面(上面)S43や、臼45の内周面S45の下杵43の表面(上面)S43より上の部分や、上杵42の表面(下面)S42に余分に付着した滑沢剤(粉末)が、吹き飛ばされる。更に、このようにして、吹き飛ばざれた滑沢剤(粉末)は、吸引ダクトT5の一端e5から吸引されるため、下杵43の表面(上面)S43、臼45の内周面S45の下杵43の表面(上面)S43より上の部分、及び、上杵42の表面(下面)S42に、必要最小限の滑沢剤(粉末)が均一に塗布される。

次に、滑沢剤吸引装置71の構成について詳しく説明する。

図14は、図8に示す滑沢剤吸引装置71の部分を中心にして拡大して概略的 に示す構成図である。

滑沢剤吸引装置 71 は、ブロア等の吸引手段 72 と、吸引手段 72 に接続された、吸引ダクト T5 とを備える。

吸引ダクトT5は、その一端(図8中に示す、吸引ダクトT5の一端 e 2を参照)は、滑沢剤噴霧室61に接続されており、途中で、2つの分岐管T5 a、T5 bにされ、更に、途中で、1本の導管T5 cにまとめられてから、吸引手段72に接続されている。

分岐管 T 5 a には、吸引ダクト T 5 の一端 e 2 に近い方から吸引手段 6 2 方向に、電磁バルブ等の導管開閉手段 v 1 と、光透過式粉体濃度測定手段 6 3 が設けられている。

光透過式粉体濃度測定手段73は、測定セル74と、光透過式測定装置75と を備える。

測定セル74は、石英等で製されており、分岐管T5aの途中に接続されている。

光透過式測定装置75は、レーザー光線を照射するレーザ光線照射系装置75 aと、レーザ光線照射系装置75 aから照射され、被検出体により散乱した光を受光する散乱光受光系装置75 bとを備え、Mie理論に基づいて、被検出体の流量、粒径、粒度分布及び濃度等を測定できるようになっている。この例では、レーザ光線照射系装置75 aと、散乱光受光系装置75 bとは、測定セル74を挟むようにして、概ね対向配置されており、測定セル74の部分で、分岐管T5

a内を流れる粉体(この例では、滑沢剤(粉末))の流量、粒径、粒度分布及び 濃度等を測定できるようにされている。

また、分岐管 T 5 b には、電磁バルブ等の導管開閉手段 v 2 が設けられている。 また、導管 T 5 c には、電磁バルブ等の導管開閉手段 v 3 が設けられている。

滑沢剤吸引装置71を用いて、滑沢剤噴霧室61内の、滑沢剤(粉末)の濃度 を調節する際には、導管開閉手段v1と導管開閉手段v3とを開いた状態にし、 導管開閉手段v2を閉じた状態にし、吸引手段72を駆動する。

また、脈動空気振動波発生装置21及び粉体材料噴霧装置1を各々駆動することで、導管T2の先端e2から、正圧の脈動空気振動波に混和し、分散した、滑沢剤(粉末)を、正圧の脈動空気振動波とともに、滑沢剤噴霧室61内に供給する。

すると、滑沢剤噴霧室61内に供給された滑沢剤(粉末)の一部は、滑沢剤噴霧室61内に送り込まれてきている、上杵42・・・の各々の表面(下面)S42、下杵43・・・の各々の表面(上面)S43、及び、臼45・・・の各々の内周面S45への塗布に用いられるが、余分な滑沢剤(粉末)は、吸引ダクトT5の一端e5から、分岐管T5a及び導管T5cを通って、吸引手段72へと吸引される。

このとき、光透過式粉体濃度測定手段73を構成する光透過式測定装置75を駆動させることで、測定セル74内、即ち、分岐管T5a内を流れる滑沢剤(粉末)の流量、粒径、粒度分布及び濃度等を測定する。

そして、光透過式測定装置 7 5 の測定値に基づいて、流量制御装置 2 4 の調整量や、脈動空気振動波発生装置 2 1 の駆動量を、適宜、調節することで、滑沢剤噴霧室 6 1 内の滑沢剤 (粉末) の濃度等を調節する。

尚、以上のような操作を行っていると、測定セル74の内周面に、滑沢剤(粉末)が付着し、光透過式測定装置75が、測定セル74の内周面に付着した滑沢剤(粉末)の影響を受けて、分岐管T5a内を流れる、滑沢剤(粉末)の流量等を正確に測定できなくなるという問題が生じる。かかる場合には、光透過式測定装置65の測定値から、測定セル74の内周面に付着した滑沢剤(粉末)の影響分(ノイズ)を除去する補正が必要になるが、この装置Aでは、測定セル74の

内周面に付着した滑沢剤(粉末)の影響分(ノイズ)を測定する際には、吸引手段72を駆動した状態に維持して、導管開閉手段v1を閉じ、導管開閉手段v2を開いた状態にする。すると、吸引ダクトT5の一端e5から、吸引ダクトT5内に吸引された、滑沢剤(粉末)は、分岐管T5b及び導管T5cを通って、吸引手段62へと吸引され、分岐管T5a内へは、滑沢剤(粉末)が通らなくなる。

この時、光透過式測定装置75を駆動させれば、測定セル74へ付着している滑沢剤(粉末)の影響分(ノイズ)を測定できる。

この測定セル74へ付着している滑沢剤(粉末)の影響分(ノイズ)の測定値は、例えば、演算処理装置71の記憶手段に一時記憶させる。

その後、吸引手段72を駆動した状態に維持して、導管開閉手段v1を開き、導管開閉手段v2を閉じた状態にし、分岐管T5a内へ、滑沢剤(粉末)を通すようにし、光透過式測定装置75を駆動し、測定セル74内を通る、滑沢剤(粉末)の流量等を測定し、予め、演算処理装置81の記憶手段に記憶させている、補正プログラムと、測定セル74へ付着している滑沢剤(粉末)の影響分(ノイズ)の測定値とに基づいて、光透過式測定装置75の測定値から、測定セル74へ付着している滑沢剤(粉末)の影響分(ノイズ)を除去した補正値を算出し、この補正値に基づいて、流量制御装置24の調整量や、脈動空気振動波発生装置21の駆動量を、適宜、調節することで、滑沢剤噴霧室61内の滑沢剤(粉末)の濃度等を調節する。

尚、図8に示す外部滑沢式打錠機Aでは、演算処理装置81と流量制御装置25との間が、信号線L1により接続されており、演算処理装置81からの指令信号によって、流量制御装置25を調節できるようにされている。また、演算処理装置81と回転駆動手段25との間が、信号線L2により接続されており、演算処理装置81からの指令信号によって、回転駆動手段25の回転軸(図7に示す回転軸axを参照)の回転速度を制御できるようにされている。

また、この外部滑沢式打錠機Aでは、演算処理装置81と吸引手段72との間が、信号線L3により接続されており、演算処理装置81からの指令信号によって、吸引手段72の駆動量を制御できるようにされている。また、演算処理装置81と光透過式粉体濃度測定手段73(より特定的に説明すれば、光透過式測定

装置75)との間が、信号線L2により接続されており、演算処理装置81からの指令信号によって、光透過式測定装置75を駆動したり、光透過式測定装置75の測定値を、適宜、演算処理装置81の記憶手段に記憶したり、演算処理装置81の記憶手段に、予め記憶された処理プログラムにより、光透過式測定装置75の測定値に基づいて、吸引手段72の駆動量を、適宜、調節したり、脈動空気振動波発生装置21の駆動量を、適宜、調節したりすることで、滑沢剤噴霧室61内の滑沢剤(粉末)の濃度等を調節できるようにされている。また、演算処理装置81と導管開閉手段v1との間が、信号線L5により接続されており、演算処理装置81からの指令信号によって、導管開閉手段v2との間が、信号線L6により接続されており、演算処理装置81からの指令信号によって、導管開閉手段v2を開いたり閉じたりできるようになっている。また、演算処理装置81からの指令信号によって、導管開閉手段v2を開いたり閉じたりできるようになっている。また、演算処理装置81からの指令信号によって、導管開閉手段v3を開いたり閉じたりできるようになっている。また、演算処理装置81からの指令信号によって、導管開閉手段v3を開いたり閉じたりできるようになっている。

更に、この外部滑沢式打錠機Aでは、演算処理装置81とロータリ型打錠機41との間が、信号線(図示せず。)により接続されており、演算処理装置71からの指令信号によって、ロータリ型打錠機41の駆動と停止とができるようになっている。また、演算処理装置81と空気源22との間が、信号線(図示せず。)により接続されており、演算処理装置81からの指令信号によって、空気源の駆動と停止並びに駆動量の調節ができるようになっている。

更にまた、演算処理装置 8 1 とレベルセンサー3 6 との間が、信号線(図示せず。)により接続されており、演算処理装置 8 1 からの指令信号によって、レベルセンサー3 6 の駆動と停止とができるようになっており、且つ、レベルセンサー3 6 が駆動状態になっている場合には、レベルセンサー3 6 を構成する受光素子3 6 bが検知した信号が、演算処理装置 8 1 に送出されるようになっている。

また、演算処理装置81と材料切出弁34との間が、信号線(図示せず。)により接続されており、演算処理装置81からの指令信号によって、材料切出弁34は、上下に移動して、粉体貯留ホッパー2の排出口2aを閉じたり、開いたり

できるようになっている。この例では、上述したように、レベルセンサー36が駆動状態になっている場合に、演算処理装置81が、受光素子36bから、発光素子36aから照射された光を受光したという信号を受信した場合には、演算処理装置81は、材料切出弁34に対し、材料切出弁34を下方向に移動させる信号を出力するようにされている。材料切出弁34は、演算処理装置81から材料切出弁34を下方向に移動させる信号を受信すると、材料切出弁34を、下に移動し、粉体貯留ホッパー2の排出口2aを開いた状態にするようにされている。

また、レベルセンサー36が駆動状態になっている場合に、演算処理装置81が、受光素子36bから、発光素子36aから照射された光を受光しなくなったという信号を受信した場合には、演算処理装置81は、材料切出弁34に対し、材料切出弁34を上方向に移動させる信号を出力するようにされている。材料切出弁34は、演算処理装置81から材料切出弁34を上方向に移動させる信号を受信すると、材料切出弁34を、上に移動し、粉体貯留ホッパー2の排出口2aを閉じた状態にするようにされている。

次に、図8に示す外部滑沢式打錠機Aを用いて、外部滑沢錠(錠剤の内部に、 滑沢剤を含まない錠剤)を製造する、外部滑沢錠の製造方法について説明する。

この外部滑沢式打錠機Aを用いて、錠剤tを製造する際には、フィードシュー46内に、錠剤tとなる成形材料を充填する。外部滑沢錠を製造する場合には、成形材料は、薬効成分(主薬又は活物質)と、滑沢剤を除く他の添加剤(賦形剤や、必要により添加される崩壊剤や安定化剤や補助剤等)を充填する。

また、粉体材料噴霧装置1を構成する粉体貯留ホッパー2内に滑沢剤(粉末)を収容し、粉体貯留ホッパー2の材料投入口2bに、蓋体2cを気密に取り付ける。

次に、脈動空気振動波変換装置23の回転駆動手段25の回転軸(図10に示す回転軸ax)に、使用する滑沢剤(粉末)の物性に応じて、滑沢剤(粉末)が混和し、分散し易い、正圧の脈動空気振動波を発生させることができる凹凸バターンを有する回転カム(図10に示す回転カム29)を取り付ける。

次に、演算処理装置81から、導管開閉手段v1に、導管T5aを開く信号を送出し、また、導管開閉手段v3に、分岐管T5cを開く信号を送出する。また、

演算処理装置 3 1 から、導管開閉手段 v 2 に、分岐管 T 5 b を閉じる信号を送出する。尚、測定セル 7 4 へ付着している滑沢剤(粉末)の影響分(ノイズ)を計測する際には、導管開閉手段 v 3 を開いた状態に維持し、演算処理装置 8 1 から、導管開閉手段 v 1 に、分岐管 T 5 a を閉じる信号を送出し、導管開閉手段 v 2 に、分岐管 T 5 b を開く信号を送出し、測定セル 7 4 へ付着している滑沢剤(粉末)の影響分(ノイズ)を計測が終了すれば、導管開閉手段 v 3 を開いた状態に維持し、演算処理装置 8 1 から、導管開閉手段 v 1 に、分岐管 T 5 a を開く信号を送出し、導管開閉手段 v 2 に、分岐管 T 5 b を閉じる信号を送出する。

その後、演算処理装置81から、吸引手段72に対し、吸引手段72の駆動信号を出力する。これにより、吸引手段72は、予め設定された駆動量で、駆動する。

また、演算処理装置 8 1 から、ロータリ型打錠機 4 1 の駆動信号を出力し、回転テーブル 4 4 と、複数の上杵 4 2 ・・・と、複数の下杵 4 3 ・・・とを、所定の回転速度で同期させて回転させる。

また、演算処理装置81から、空気源22に対し、空気源22の駆動信号を出力する。これにより、空気源22は、予め設定された駆動量で、駆動する。

演算処理装置81から、脈動空気振動波変換装置23の回転駆動手段25に対し、回転駆動手段25の駆動信号を出力する。これにより、回転駆動手段25は、 予め設定された駆動量で、駆動する。

すると、脈動空気振動波変換装置23から、導管T1内へ、所定の、正圧の脈動空気振動波が供給され、導管T1内へ供給された、正圧の脈動空気振動波が、脈動空気振動波供給口33e1から分散室33内へと供給され、分散室33内で、排出口33e2へ向かう旋回流となる。

分散室33内へ正圧の脈動空気振動波が供給されると、弾性体膜32が、正圧の脈動空気振動波によって、上下に繰り返し振動(図12(a)、図12(b)及び図12(c)を参照)することで、弾性体膜32の貫通孔32aを通じて、下部筒体部31p2内の弾性体膜32上に貯留・堆積している滑沢剤(粉末)が、分散室33内へと排出される。

尚、脈動空気振動波発生21を駆動することで、粉体材料噴霧装置1が駆動状

態にされている間に、弾性体膜32の貫通孔32aから弾性体膜32上に貯留・堆積している滑沢剤(粉末)の排出が行われ、弾性体膜32上に貯留・堆積した滑沢剤(粉末)の量(高さH)が、レベルセンサー36の設けられている位置(高さHth)以下になると(H<Hth)、発光素子36aから照射される光が、受光素子36bにより受光されるため、材料切出弁34が、下方に移動し、粉体貯留ホッパー32内に貯留されている滑沢剤(粉末)が下部筒体部31p2内の弾性体膜32上に貯留・堆積している滑沢剤(粉末)の量(高さH)が、レベルセンサー36の設けられている位置(高さHth)になり、受光素子36bが、発光素子36aから照射される光を受光しなくなると、材料切出弁34が、上方に移動し、粉体貯留ホッパー32から、下部筒体部31p2bへの排出が止められるという動作が繰り返し行われるので、脈動空気振動波発生21を駆動することで、粉体材料噴霧装置1が駆動状態にされている間、下部筒体部31p2内の弾性体膜32上には、常に、概ね、一定量の滑沢剤(粉末)が貯留・堆積した状態に保たれる。

分散室33内へ排出された滑沢剤(粉末)は、分散室33内を旋回している、 正圧の脈動空気振動波に混和し、分散し、流動化して、正圧の脈動空気振動波と ともに、排出口33e2から導管T2内へと排出される。

尚、滑沢剤(粉末)中に含まれる、凝集した大粒のものは、分散室33内の下方の位置を旋回し続けるため、凝集した大粒の滑沢剤(粉末)が、導管T2内へと排出されることはない。

また、凝集した大粒の滑沢剤(粉末)の大部分のものは、混分散室33内において、正圧の脈動空気振動波に巻き込まれ、分散室33内の下方の位置を旋回し続けている間に、所定の粒径の粒子に分散されてから、導管T2内へと排出されるため、分散室33内に、大粒の滑沢剤(粉末)が堆積するといったような現象は、殆ど、生じない。

導管 T 2 内へ排出された滑沢剤(粉末)は、正圧の脈動空気振動波により気力輸送され、導管 T 2 の他端 e 2 から、滑沢剤噴霧室 6 1 内へ、正圧の脈動空気振動波とともに噴霧される。

滑沢剤噴霧至61に供給された滑沢剤(粉末)は、滑沢剤噴霧室61内に収容されている、上杵42・・・の各々の表面、下杵43・・・の各々の表面、及び、日45・・・の各々の表面へ噴霧される。

40

そして、滑沢剤噴霧室 6 1 内に噴霧された滑沢剤(粉末)のうち、余分な滑沢剤(粉末)は、吸引ダクト T 5 を通じて、滑沢剤噴霧室 6 1 外へと吸引除去される。

これにより、滑沢剤噴霧ボイントR1において、上杵42・・・の各々の表面、下杵43・・・の各々の表面、及び、日45・・・の各々の表面に、順次、滑沢剤(粉末)が均一に塗布される。

次に、成形材料充填ポイントR2において、フィードシュー48を用いて、日45及び日45内に所定の位置まで挿入されている下杵43により形成する空間内に、成形材料を、順次、充填する。

日45内に充填された成形材料は、スクレーパ47により、その内容量が一定量にされた後、予備打錠ポイントR3に送られ、予備打錠ポイントP3において、日45内に充填された成形材料を、組となる上杵42と下杵45により、予備打錠された後、本打錠ポイントP4において、予備打錠された成形材料を、組となる上杵42と下杵45により、本格的に圧縮され、錠剤tにされる。

以上により製造された錠剤tは、その後、順次、錠剤排出ポイントR5に送られ、錠剤排出ポイントR5において、錠剤排出用スクレーバにより、排出シュート49へ、順次、排出される。

作業者は、排出シュート49に排出された錠剤 t・・・を観察する。

そして、錠剤 t・・・に、スティッキングやキャッピングやラミネーティングが発生したものが含まれている場合には、例えば、圧縮空気源 2 2 の駆動量や、吸引手段 7 2 の駆動量等を適宜調節したり、又は、流量制御装置 2 4 が設けられている場合にあっては、流量制御装置 2 4 を適宜調節したり、並びに、圧力調整ポート 2 6 cに、圧力調整弁 3 0 が設けられている場合にあっては、圧力調整弁 3 0 を適宜調節したりすることによって、滑沢剤噴霧室 6 1 内の滑沢剤 (粉末)の濃度を高くなるように調節して、製造される錠剤 t・・・に、スティッキングやキャッピングやラミネーティング等の打錠障害が発生する頻度を低下させる

ようにする。
遠風には、弾性体膜32を、貫通孔32aのサイズの大きいものに取り替えても良い。

これにより、この外部滑沢式打錠機Aを用いれば、従来、工業的な生産ベースでは製造するのが困難であった、外部滑沢錠を、工業的な生産ベースで、安定して、大量生産することができる。

一方、製造される錠剤 t・・・に、スティッキングやキャッピングやラミネーティング等の打錠障害が、発生はしていない場合であっても、錠剤 t・・・の組成を分析し、錠剤の組成中、滑沢剤の量が、予定量に比べ多くなっている場合には、例えば、圧縮空気源 2 2 の駆動量や、吸引手段 7 2 の駆動量等を適宜調節したり、又は、流量制御装置 2 4 が設けられている場合にあっては、流量制御装置 2 4 を適宜調節したり、並びに、圧力調整ボート 2 6 c に、圧力調整弁 3 0 が設けられている場合にあっては、圧力調整弁 3 0 を適宜調節したりすることによって、滑沢剤噴霧室 6 1 内の滑沢剤(粉末)の濃度を低くなるように調節し、上件 4 2・・・の各々の表面、下件 4 3・・・の各々の表面、及び、臼 4 5・・・の各々の表面に、塗布される滑沢剤(粉末)の量を一定となるように調節することで、上件 4 2・・・の各々の表面、下件 4 3・・・の各々の表面、及び、臼 4 5・・・の各々の表面に、塗布される滑沢剤(粉末)の量を一定となるように調節することで、上件 4 2・・・の各々の表面に転写される滑沢剤(粉末)の量が一定となるようにする。更には、弾性体膜 3 2 を、貫通孔 3 2 a のサイズの小さいものに取り替えても良い。

外部滑沢錠にあっては、錠剤 t・・・の各々の表面に付着している滑沢剤 (粉末) は、錠剤 t・・・の崩壊性に影響する。

即ち、外部滑沢錠は、内部滑沢錠(錠剤を圧縮成形する際に、製造される錠剤に、スティッキングやキャッピングやラミネーティング等の打錠障害が発生するのを防止するために、成形材料中に、予め、滑沢剤(粉末)を配合・分散したものを用いて製造される錠剤)に比べ、錠剤の崩壊速度を速くすることができるという利点を有するものである。しかしながら、外部滑沢錠といえども、その錠剤表面に付着している滑沢剤(粉末)の量が多いと、滑沢剤(粉末)は、撥水性を有するため、錠剤 t・・・の各々の表面に付着している滑沢剤(粉末)の量が多いと、滑沢剤(粉末)の量が多いと、滑沢剤(粉末)の量が多いと、滑沢剤(粉末)の量が多いと、滑沢剤(粉末)の量が多いと、滑沢剤(粉末)の機水性が原因して、錠剤 t・・・の崩壊速度が遅くなる

10

傾向があるが。をの外部滑沢式打錠機Aでは、滑沢剤噴霧室61内の滑沢剤(粉末)の濃度を、容易に、所望の濃度に調節できるため、錠剤表面に付着している、滑沢剤(粉末)の量が少ない、優れた崩壊特性を有する外部滑沢錠を、製造される錠剤に、スティッキングやキャッピングやラミネーティング等の打錠障害が発生するのを防止しつつ、工業的な生産ベースで、安定して、大量生産することができる。

42

以上の調節作業が終了すれば、外部滑沢式打錠機Aの演算処理措置81の記憶部に、以上の錠剤の製造条件を記憶させる。

この外部滑沢式打錠機Aでは、粉体材料噴霧装置1に、弾性体膜32を取り付ける際に、弾性体膜取付具5を用いるようにしているので、粉体材料噴霧装置1を長時間運転しても、弾性体膜32が、弛むことがない。

これにより、この外部滑沢式打錠機Aの演算処理措置81の記憶部に、錠剤の 製造条件を記憶させれば、演算処理措置81の記憶部に記憶させた錠剤の製造条件に従って、所望の外部滑沢錠を長時間に亘って、安定して生産することができる。

尚、この外部滑沢式打錠機Aでは、錠剤 t を製造している間、適宜、光透過式 濃度測定装置 7 1 により、測定セル 7 2 内を通過する滑沢剤 (粉末)をモニターすることで、滑沢剤噴霧室 7 2 内の滑沢剤 (粉末)の濃度等が調節できるように されているが、この外部滑沢式打錠機Aでは、上述したように、測定セル 7 4 へ付着している滑沢剤 (粉末)の影響分 (ノイズ)を測定する際に、脈動空気振動 波発生装置 2 1、粉体材料噴霧装置 1、ロータリ型打錠機 4 1 及び吸引手段 7 2を停止する必要が無いため、錠剤を、生産効率良く、製造することができるという効果もある。

また、以上の例では、弾性体膜32には、貫通孔32aとして、スリット孔が一つ設けられたものを中心にして説明したが、弾性体膜32は、貫通孔32aが一つ設けられたものに限られることはなく、例えば、図15に示すような、複数の貫通孔32a・・・を有する弾性体膜32Aを用いてもよい。

更にまた、上記の発明の実施の形態では、脈動空気振動波発生装置21を構成する脈動空気振動波変換装置23として、回転カム29を回転させることにより、

弁体28を、回転カム29に設けられた凹凸パターンに従って、上下に移動させ、 弁体28により、弁座27を開閉することで、所望の正圧の脈動空気振動波を導 管T1内に供給するようにしたものについて説明したが、これは、所望の正圧の 脈動空気振動波を、正確に、導管T1内に供給できるようにした、好ましい例を 示したに過ぎず、脈動空気振動波変換装置としては、例えば、図16に例示する ようなロータリ型の脈動空気振動波変換装置21Aや、図17に例示するような ロータリ型の脈動空気振動波変換装置21Bを用いてもよい。

図16に示す脈動空気振動波発生装置21Aは、図10に示す脈動空気振動波 発生装置21とは、脈動空気振動波変換装置の構成が異なっている以外は、同様 の構成であるので、相当する部材装置については、相当する参照符号を付して、 その説明を省略する。

脈動空気振動波発生装置21Aの脈動空気振動波変換装置23Aは、円筒形の筒状体92と、筒状体92内の中空室93を概ね2分割するように、筒状体92の中心軸を回転軸92aとして、回転軸92aに取り付けられたロータリ弁93とを備える。回転軸92aは、電動モータ等の回転駆動手段(図示せず。)により、所定の回転速度で回転するようになっている。

筒状体92の外周壁には、導管T4と、導管T1とが、所定の隔たりを設けて、接続されている。

脈動空気振動波発生装置21Aを用いて、導管T1内に、所望の正圧の脈動空 気振動波を供給する際には、圧縮空気源22を駆動して、導管T3内に、所定の 圧縮空気を供給する。流量制御装置24が設けられている場合にあっては、流量 制御装置24を適宜調節することで、導管T4内へ供給する圧縮空気の流量を調 節する。

また、電動モータ等の回転駆動手段(図示せず。)により、回転軸92aを所定の回転速度で回転させることで、回転軸92aに取り付けられたロータリ弁93を所定の回転速度で回転させる。

すると、例えば、ロータリ弁93が実線で示すような位置にあるときは、導管T4と、導管T1とが導通状態になっているので、圧縮空気源22より発生させた圧縮空気は、導管T4から導管T1へと供給される。

また、例えば、ロータリ弁93が想像線で示すような位置にあるときは、導管T4と、導管T1とが、ロータリ弁93により、遮断された状態になる。

この時、筒状体92内の、ロータリ弁93により仕切られた一方の空間S1には、導管で4から圧縮空気が供給され、この空間S1では空気の圧縮が行われる。

一方、筒状体 9 2 内の、ロータリ弁 9 3 により仕切られた一方の空間 S 2 では、空間 S 2 内に蓄えられていた圧縮空気が、導管 T 1 内へと供給される。

このような動作が、ロータリ93の回転により繰り返し行われることにより、導管71内へ、正圧の脈動空気振動波が送られる。

次に、図17に示す脈動空気振動波発生装置21Bについて、概略的に説明する。

図17は、脈動空気振動波発生装置21Bを、概略的に示す分解斜視図である。 尚、図17に示す脈動空気振動波発生装置21Bは、図10に示す脈動空気振動波発生装置21とは、脈動空気振動波変換装置23Bの構成が異なっている以 外は、同様の構成であるので、相当する部材装置については、相当する参照符号 を付して、その説明を省略する。

脈動空気振動波発生装置 2 1 Bの脈動空気振動波変換装置 2 3 Bは、円筒形の筒状体 1 0 2 と、筒状体 1 0 2 内に、回転可能に設けられた回転弁体 1 0 3 とを備える。

筒状体102は、一方端102eが開口し、他方端が、蓋体102cにより閉じられた構造になっており、その側周面には、吸気口102aと、送波口102 bとを備える。

吸気口102aには、空気源22に接続される導管T4が接続され、送波口102bには、粉体材料用定量フィーダ装置1に接続される導管T1が接続される。 尚、図17中、102dで示す部分は、回転弁体103を枢着する回転軸受け 孔を示している。

回転弁体103は、中空h10を有する円筒形状をしており、その側周面S103には、開口部h11が設けられている。また、回転弁体103は、一方端103eが、開口しており、他方端が、蓋体103cにより閉じられた構造になっている。

1

また、回転発体103は、その回転中心軸に、回転軸104が延設されている。 回転軸104には、電動モータ等の回転駆動手段(図示せず。)が接続されてお り、回転駆動手段(図示せず。)を駆動すると、回転弁体103が、回転軸10 4を中心にして回転するようになっている。

回転弁体103の側周面S103の外径は、筒状体102の内径に概ね一致しており、回転弁体103を、筒状体102内に収容し、回転弁体103を回転させると、回転弁体103の側周面S103が、筒状体102の内周面に沿って摺動するようになっている。

尚、図17中、103dで示す部分は、筒状体102の蓋体102cに設けられている回転軸受け孔102dに回転可能に収容される回転軸を示している。

回転弁体103は、筒状体102内に、回転軸103dを回転軸受け孔102 dに取り付けた状態で、回転可能に設けられている。

脈動空気振動波発生装置21Bを用いて、導管T1内に、所望の正圧の脈動空 気振動波を供給する際には、空気源22を駆動して、導管T1内へ圧縮空気を供 給する。

また、電動モータ等の回転駆動手段(図示せず。)により、回転軸104を所定の回転速度で回転させることで、回転弁体103を所定の回転速度で回転させる。

すると、例えば、回転弁体103の開口部h11が、送波口102bの位置にある時には、導管T4と導管T1とが導通状態になり、この時、導管T1に圧縮空気が送り出される。

また、例えば、回転弁体103の側周面S103が、送波口102 bの位置にある時は、導管T4と導管T1との間が、側周面S103 により遮断されるので、この時、導管T1 に圧縮空気が送り出されない。

このような動作が、回転弁体103の回転により繰り返し行われることにより、 導管T1内へ、正圧の脈動空気振動波が送られる。

尚、正圧の脈動空気振動波の減衰する性質を考慮した場合には、脈動空気振動 波発生装置から、オンオフがはっきりした切れの良い、正圧の脈動空気振動波を 発生する方が好ましい。このようなオンオフがはっきりした切れの良い、正圧の 脈動空気振動波を発生するには、どちらかというと、図16に例示するようなロータリ型の脈動空気振動波変換装置23Aや、図17に例示するようなロータリ型の脈動空気振動波変換装置23Bよりも、図10に示すような回転カム型の脈動空気振動波変換装置23を用いる方が好ましい。

また、上述した粉体材料噴霧装置1では、粉体貯留ホッパー2内に、滑沢剤(粉末)を貯留した場合を例にして説明したが、粉体材料噴霧装置1は、滑沢剤噴霧用の滑沢剤噴霧室に限られることはなく、種々の粉体の定量フィーダ装置として用いることができる。

例えば、粉体材料噴霧装置1を、射出成形機の金型近傍位置に付設し、粉体貯留ホッパー2内に、離形剤(粉末)を貯留し、射出成形機の、ノズルタッチ工程、型締めされた金型内へ溶融樹脂を射出する射出工程、金型内へ射出された溶融樹脂を冷却する冷却工程、及び、金型を開いて、金型内で成形された樹脂成型品を取り出す、取り出し工程の射出成形サイクルにおいて、金型の鋳型面へ樹脂成型品が付着するのを防止するために、取り出し工程において、金型が開かれ、金型内で、成形された樹脂成型品を取り出しが行われた直後に、可動型及び固定型の間の型締めエリア内に、ロボット手段等により、粉体材料噴霧装置1の噴霧口e2を接近させて、可動型の鋳型面及び固定型の鋳型面の各々に、離形剤(粉末)を噴霧し、その後、可動型と固定型との間の型締めエリア内から、噴霧口e2を型締めエリア外へ退避させるようにした、射出成形金型用の離形剤噴霧装置として、好適に用いることができる。

また、粉体材料噴霧装置1の粉体貯留ホッパー2内に、食品、樹脂、化学物質等の各種粉体を収容すれば、粉体材料噴霧装置1を、そのような粉体の定量フィーダ装置として使用することができる。

次に、本発明に係る粉体材料噴霧装置 1 の効果について、実験例に基づいて、 説明する。

実験は、以下の方法により行った。

まず、図1に示す粉体材料噴霧装置1を組み立てた。

この際、バイバス管35は、筒状体31と分散室33とに対し、着脱自在に設けた。

また、バイがな管35を、筒状体31と分散室33とから取り外した際には、 筒状体31のバイパス管35の接続孔31hを栓体(図示せず。)により閉栓す ることができ、且つ、分散室33のバイパス管35の接続孔33hを栓体(図示 せず。)により閉栓することができるようにした。

また、分散室33の排出口33e2に、所定の長さの導管(図示せず。)を接続し、この導管(図示せず。)の先端に、光透過式濃度測定装置を接続した。

また、粉体材料噴霧装置1の分散室33の脈動空気振動波供給口33e1に、 図10に示すような、脈動空気振動波発生手段21を接続した。

次に、粉体材料噴霧装置1に、滑沢剤として、ステアリン酸マグネシウム粉末 (日本薬局方品)を、粉体貯留ホッパー2内に収容し、その後、粉体貯留ホッパー2の材料投入口2bに、蓋体2cを気密に取り付けた。

次に、レベルセンサー36を動作状態にし、筒状体31の弾性体膜32上に、 所定量のステアリン酸マグネシウム粉末を堆積させた。

次に、脈動空気振動波発生手段21を駆動することで、分散室33内に、所定の圧力(この例では、0.2MPa)で、所定の周波数(この例では、20Hz)の、正圧の脈動空気振動波を供給し、分散室33の排出口33e2に接続された導管(図示せず。)の先端から噴霧される、ステアリン酸マグネシウム粉末(日本薬局方品)の噴霧量を経時的に測定した。

次に、粉体材料噴霧装置 1 からバイパス管 3 5 を取り外し、筒状体 3 1 のバイパス管 3 5 の接続孔 3 1 hを栓体 (図示せず。)により閉栓し、且つ、分散室 3 3 のバイパス管 3 5 の接続孔 3 3 hを栓体 (図示せず。)により閉栓する以外は、上記と同様の条件で、分散室 3 3 の排出口 3 3 e 2 に接続された導管 (図示せず。)の先端から噴霧される、ステアリン酸マグネシウム粉末 (日本薬局方品)の噴霧量を経時的に測定した。

結果を図18に示す。

図18中、実線で示す折れ線は、バイバス管35を取り付けた場合の粉体材料噴霧装置1の分散室33の排出口33e2に接続された導管(図示せず。)の先端から噴霧される、ステアリン酸マグネシウム粉末(日本薬局方品)の噴霧量を経時的な変化を示しており、破線で示す折れ線は、バイバス管35を取り外した

場合の粉体体料噴霧装置1の分散室33の排出口33e2に接続された導管(図示せず。)の先端から噴霧される、ステアリン酸マグネシウム粉末(日本薬局方品)の噴霧量を経時的な変化を示している。

図18%より明らかなように、バイバス管35を取り付けた場合の粉体材料噴霧装置1の分散室33の排出口33e2に接続された導管(図示せず。)の先端から噴霧される、ステアリン酸マグネシウム粉末(日本薬局方品)の噴霧量と、バイバス管35を取り外した場合の粉体材料噴霧装置1の分散室33の排出口33e2に接続された導管(図示せず。)の先端から噴霧される、ステアリン酸マグネシウム粉末(日本薬局方品)の噴霧量と比較した結果、バイバス管35を取り付けた場合の粉体材料噴霧装置1は、装置1を起動した直後から、所定量のステアリン酸マグネシウム粉末(日本薬局方品)が、概ね一定の割合で噴霧され、経時的な安定性及び定量性という面からも、バイバス管35を取り外した場合の粉体材料噴霧装置1のステアリン酸マグネシウム粉末(日本薬局方品)の噴霧に比べ、優れており、且つ、少ないエネルギーで、時間当たりにより多い量のステアリン酸マグネシウム粉末(日本薬局方品)を、分散室33の排出口33e2に接続された導管(図示せず。)の先端から噴霧できることが、明らかになった。

産業上の利用可能性

以上、詳細に説明したように、請求項1に記載の粉体材料噴霧装置では、筒状体と、分散室との間に、バイバス管を接続することで、筒状体と、分散室との間の空気流通路を、弾性体膜に設けられた貫通孔と、バイバス管との合計2系統にしている。

これにより、本発明では、筒状体と分散室との間の空気流通路を、弾性体膜に設けられた貫通孔と、バイバス管の2系統にしているので、空気は、流通し易い方を通じて、筒状体と分散室との間を流れる。

このため、分散室内に、正圧の脈動空気振動波を供給した際に、筒状体内の圧力と分散室内の圧力が瞬時に平衡状態となり、弾性体膜は、初期の張り状態位置を中立状態として、正圧の脈動空気振動波の振動に対して、弾性体膜が、ほぼ上下に均等の振幅で、上下振動し、振動の再現性及び応答性が優れている。この結

果、弾性体膜の質通孔を通じて行われる粉体の排出が、上手く行われる。

請求項2に記載の弾性体膜取付具では、台座上に載置した突き上げ部材上に、 弾性体膜を載置し、押さえ部材を台座に対して締め付けていくと、弾性体膜は、 突き上げ部材により、押さえ部材方向に突き上げられる。この結果、弾性体膜は、 押さえ部材方向により突き上げられることで、弾性体膜の内側から外周側に引き 伸ばされる。

49

最初のうちは、突き上げ部材により、引き伸ばされた弾性体膜は、突き上げ部材の外周面と、押さえ部材の中空を形成する面(内周面)との間の隙間を介して、台座の表面に設けられているV溝と、押さえ部材の、台座に向き合う表面に設けられているV字形状の突起との間に嵌挿されていく。

更に、押さえ部材を台座に対して締め付けていくと、弾性体膜は、突き上げ部材により、押さえ部材方向に突き上げられた状態のまま、突き上げ部材の外周面と、押さえ部材の中空を形成する面(内周面)との間に、挟持される。且つ、突き上げ部材により、押さえ部材方向により突き上げられることで、弾性体膜の内側から外周側に引き伸ばされ、台座の表面に設けられているV溝と、押さえ部材の、台座に向き合う表面に設けられているV字形状の突起との間に嵌挿された部分が、台座の表面に設けられているV溝と、押さえ部材の、台座に向き合う表面に設けられているV溝と、押さえ部材の、台座に向き合う表面に設けられているV字形状の突起との間に、挟持される。

以上により、この弾性体膜取付具では、台座上に載置した突き上げ部材上に、 弾性体膜を載置し、押さえ部材を台座に対して締め付けていくという簡単な操作 で、弾性体膜を、ピンと張った状態にすることができる。

請求項3に記載の弾性体膜取付具では、突き上げ部材の外周に、断面視した場合、上側から下側が広がる傾斜面を設けているので、押さえ部材方向により突き上げられることで、弾性体膜の内側から外周側に引き伸ばされた部分が、台座の表面に、リング状に設けられているV溝と、押さえ部材の、台座に向き合う表面に、リング状に設けられているV字形状の突起との間に、移行し易い。

以上によっても、この弾性体膜取付具では、台座上に載置した突き上げ部材上 に、弾性体膜を載置し、押さえ部材を台座に対して締め付けていくという簡単な 操作で、弾性体膜を、ピンと張った状態にすることができる。 また、押さ款部材を台座に対して締め付けていくと、突き上げ部材の外周の傾斜面と、押さえ部材の中空の内周面との間隔が次第に狭くなるので、押さえ部材の外周面と、押さえ部材の中空の内周面との間に、しっかりと挟持されるため、押さえ部材を台座に締め付けた後において、弾性体膜が弛むことがない。

これにより、例えば、装置に、ダイアフラムを張る際や、粉体材料噴霧装置の 弾性体膜を張る際に、この弾性体膜取付具により、弾性体膜を張るようにすれば、 使用中に、弾性体膜が弛むことがないため、長期に亘って、装置の正確な動作を 維持できる。

請求項4に記載の粉体材料噴霧装置では、分散室内に、分散室の下方の位置から、概ね、接線方向から正圧の脈動空気振動波を導入し、分散室の上方の位置から、概ね、接線方向に、正圧の脈動空気振動波を排出するようにしているので、正圧の脈動空気振動波は、分散室内で、分散室の下方の位置から、分散室の上方の位置へ向かって、渦巻き状に旋回する。

分散室内で、分散室の下方の位置から、分散室の上方の位置へ向かって、渦巻き状に旋回している、正圧の脈動空気振動波により、分散室は、サイクロンと同様の分粒機能を有する。

これにより、弾性体膜の貫通孔から分散室内に、凝集した大粒の粉体材料が、 排出されても、そのような凝集した大粒の粉体材料は、分散室の下方の位置を旋 回し続けるため、大粒の粉体材料が導管の他端から噴霧されることがない。

従って、この粉体材料噴霧装置を用いれば、導管の他端から、粒径の揃った、 一定量の粉体材料を噴霧できる。

また、凝集した大粒の粉体材料は、分散室内で、正圧の脈動空気振動波の旋回流に巻き込まれることで、小粒の粉体材料に砕かれる。そして、このようにして、所定の粒径になる迄砕かれた粉体材料は、正圧の脈動空気振動波の旋回流に乗って、分散室外へと排出されるため、分散室内に、凝集した大粒の粉体材料が堆積され難い。

請求の範囲

1. 粉体材料を貯留する粉体材料貯蔵ホッパーと、

前記粉体材料貯蔵ホッパーの材料排出口に、材料切出弁を介して、取り付けられた定量噴霧装置とを備え、

前記粉体材料貯蔵ホッパーの材料投入口には、蓋体が着脱自在に且つ気密に取り付けられるようになっており、

前記定量噴霧装置は、

上下に開口部を有し、前記粉体材料貯蔵ホッパーの材料排出口に、気密に接続された筒状体と、

前記筒状体の下部開口部に、前記筒状体の底面をなすように設けられ、貫通 孔を有する弾性体膜と、

前記筒状体の下部開口部に、前記弾性体膜を介在させて、接続された分散室とを備え、

前記分散室には、前記分散室内に、正圧の脈動空気振動波を供給する、脈動空気振動波供給口と、

前記脈動空気振動波供給口から前記分散室内に供給された正圧の脈動空気振動波により、前記弾性体膜が、上下に振動することにより、前記弾性体膜に設けられた貫通孔を通じて、前記分散室内に排出され、前記分散室内に供給されている、正圧の脈動空気振動波に混和し、分散された、粉体材料を、目的とする場所まで、正圧の脈動空気振動波により気力輸送する導管が、接続される排出口とを備え、且つ、

前記筒状体と、前記分散室との間に、バイバス管を接続した、粉体材料噴霧装 置。

2. 前記弾性体膜は、前記筒状体の下部と、前記分散室の上部との間に、弾性体膜取付具を用いて取り付けられており、

前記弾性体膜取付具は、

中空を有する台座と、

前記台座の表面上に起立するように設けられ、中空を有する突き上げ部材と、

前記突き上手部材の外周よりやや大きめの中空を有する押さえ部材とを備え、前記台座の表面には、前記台座に形成された中空の外方の、前記突き上げ部材の外周より外側の位置に、前記台座に形成された中空をリング状に取り囲むように設けられたV溝が形成されており、

前記押さえ部材の、前記台座に向き合う表面には、前記台座の表面に設けられたV溝に嵌まり合うように、且つ、リング形状の、V字形状の突起が設けられており、

前記台座の表面に、前記突き上げ部材を載置し、

前記突き上げ部材上に、前記弾性体膜を載置し、

前記突き上げ部材及び前記弾性体膜をともに覆うように、前記押さえ部材を前記台座に対して締め付けることで、

前記弾性体膜を、前記突き上げ部材により、前記押さえ部材方向に突き上げすることにより、その内方側から外周側に引き伸ばした状態にし、

前記突き上げ部材により引き伸ばされた弾性体膜の外周部分を、前記突き上げ部材の外周と、前記押さえ部材の中空を形成する面との間に挟持するとともに、

前記台座の表面に設けられたV溝と、押さえ部材の、台座に向き合う表面に設けられたV字形状の突起との間に挟持するようにし、

前記台座の底面を、前記分散室の上部に取り付け、

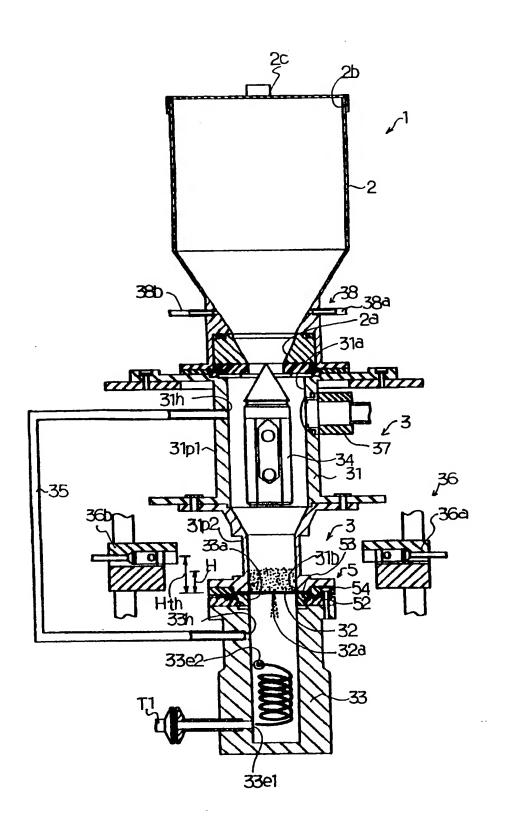
前記押さえ部材の上面を、前記筒状体の下部に取り付けた、請求項1に記載の 粉体材料噴霧装置。

- 3. 前記突き上げ部材には、その外周に、断面視した場合、上側から下側が広がる傾斜面が設けられている、請求項2に記載の粉体噴霧装置。
- 4. 前記脈動空気振動波供給口は、前記分散室の下部位置に、前記分散室の内周面に対し、概ね、接線方向に設けられ、

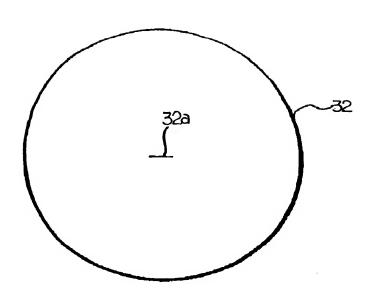
前記排出口は、前記分散室の上部位置に、前記分散室の内周面に対し、概ね、 接線方向に設けられている、請求項1~3のいずれかに記載の粉体材料噴霧装置。 WO 01/03849 PCT/JP00/04462

1/20

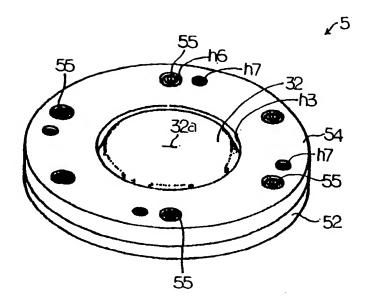
第 1 図



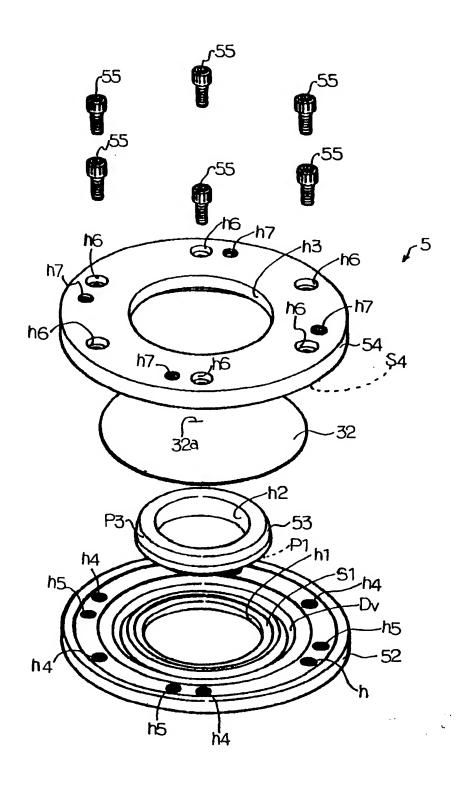
第 2 図



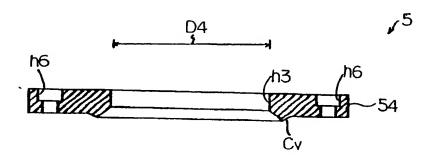
第 3 図

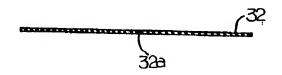


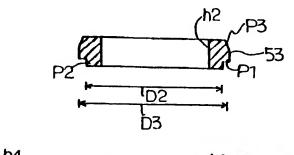
第 4 図

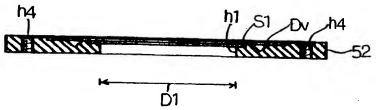


第 5 図

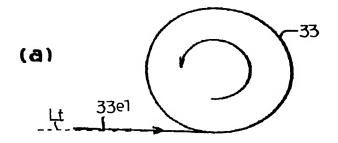


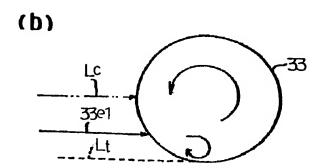




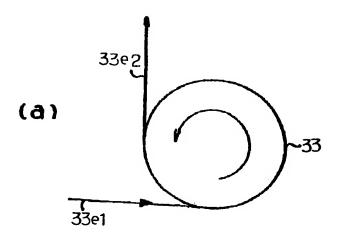


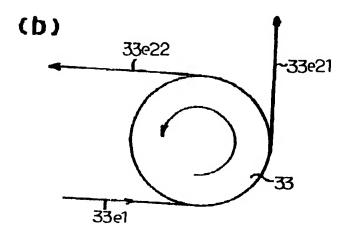
第 6 図



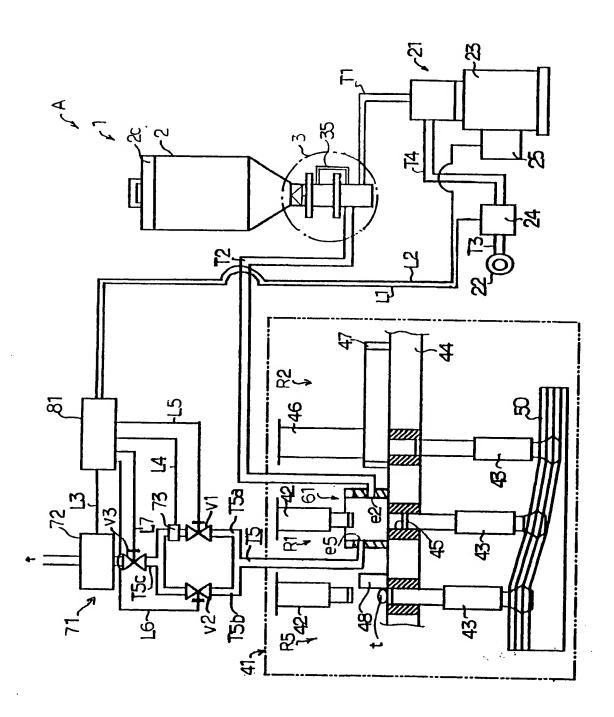


第 7 図

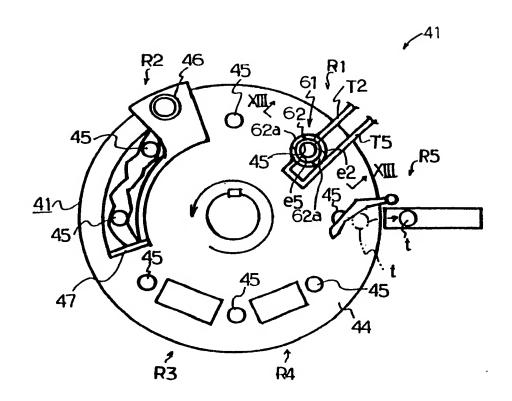




第 8 図

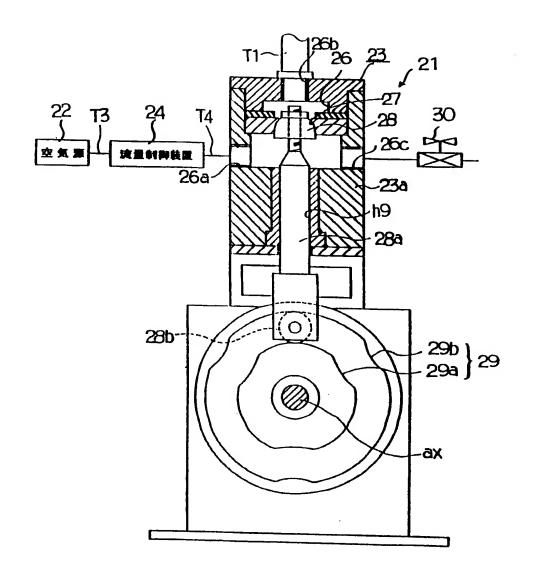


第 9 図



ž ·

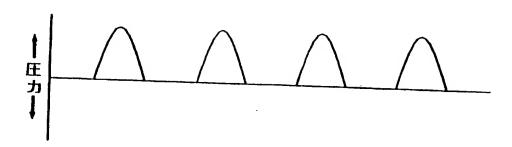
第 10 図



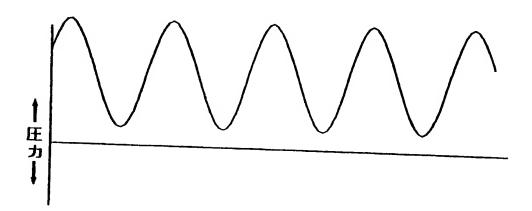
11/20

第 11 図



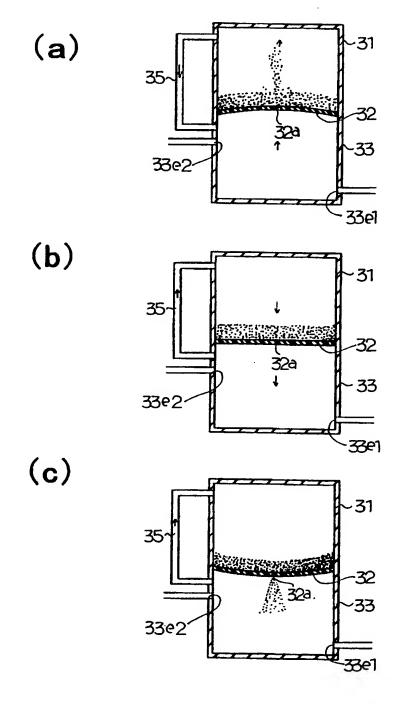


(b)

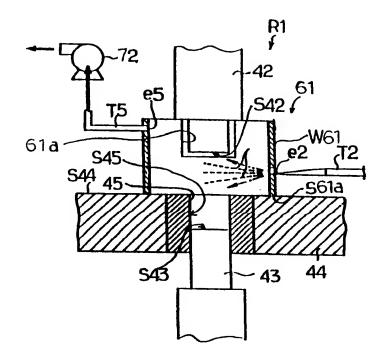


12/20

第 12 図

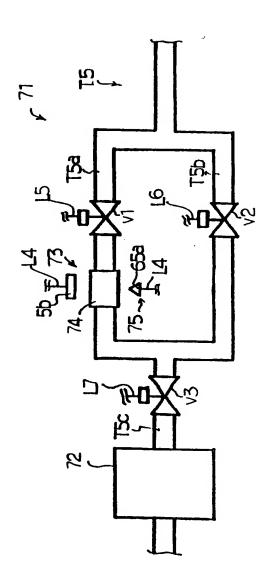


第 1 3 図

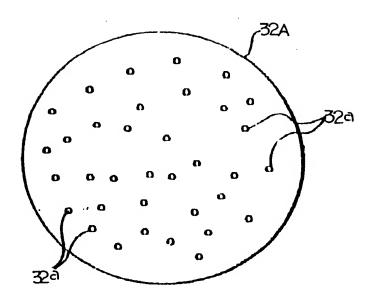


. .

第 14 図



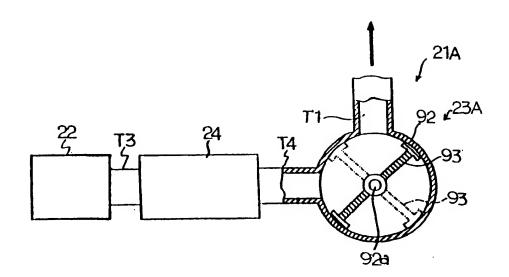
第 15 図



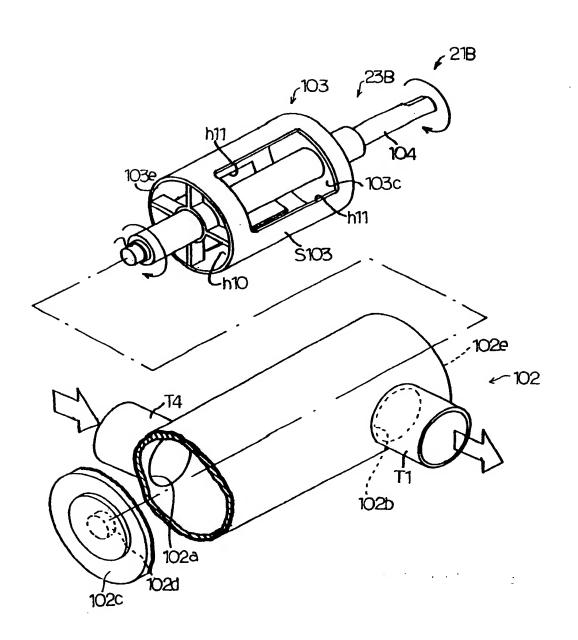
PCT/JP00/04462

16/20

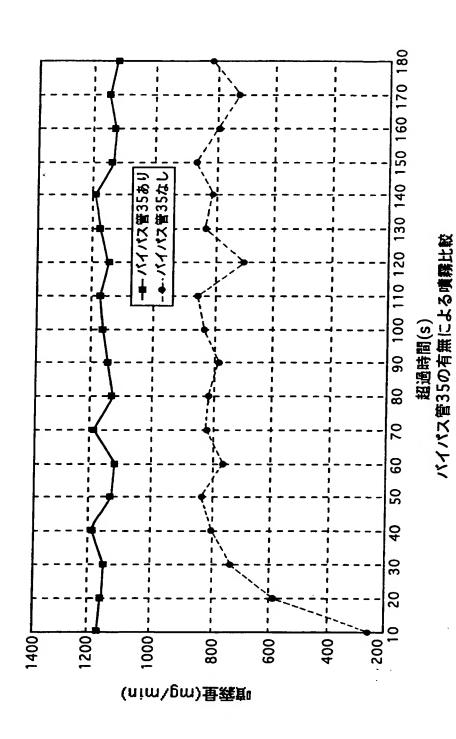
第 16 図



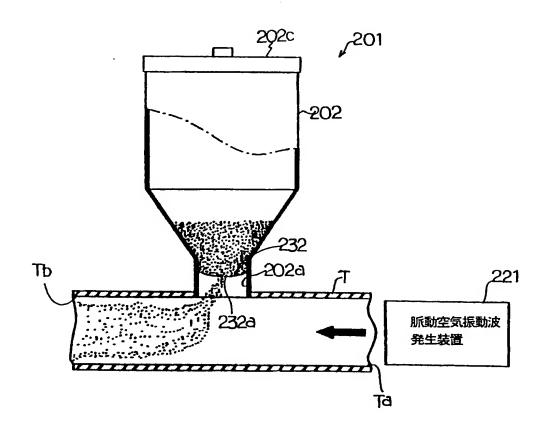
第 17 図



第 18 図

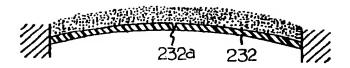


第 19 図



第 20 図

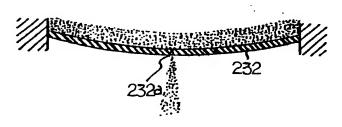




(b)



(c)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04462

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER				
Int.Cl ⁷ B05B				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification an	d IPC ·			
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbol	ols)			
Int.Cl ⁷ B05B 7/14, B65B 1/16, A61J 3/06, B01J 4/02, B65G 53/40, B05C 19/06,				
B05D 3/00	•			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documentation the extent that such docu	ments are included in the fields searched			
	uyo Shinan Koho 1994-2000 nan Toroku Koho 1996-2000			
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, who	ere practicable, search terms used)			
Electronic data base consumed during the michanism sound (many or carry)				
	· ·			
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	·			
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant				
Y EP, 815931, A1 (KYOWA HAKKO KOGYO CO.,LTD.) 07 January, 1998 (07.01.98),	, 1,4			
A Full text; Fig. 1	2,3			
& US, 5996902, A & JP, 10-81302, A				
y Microfilm of the specification and drawings	annexed to 1,4			
the request of Japanese Utility Model A No.34650/1987 (Laid-open No.176564/1988)	ppireaction			
(Kabushiki Kaisha Kyoritsu),				
16 November, 1988 (16.11.88), Full text; Fig. 1 (Family: none)				
Y JP, 40-7130, B1 (Akutizerusukabetto, Niroat	omaiza). 4			
09 April, 1965 (09.04.65),	J. J			
Full text; Figs. 1 to 2				
y JP, 49-31468, B1 (Yasuo TAKEDA),	4			
22 August, 1974 (22.08.74), Full text; Figs. 1 to 2 (Family: none)	×X.			
	2.3			
A JP, 3-6759, Y2 (Fujita Kogyo K.K.), 20 February, 1991 (20.02.91),	2,3			
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent farm	ily annex.			
Special categories of cited documents: "T" later document p	published after the international filing date or			
"A" document defining the general state of the art which is not priority date and considered to be of particular relevance understand the priority date and understan	I not in conflict with the application but cited to principle or theory underlying the invention			
"E" earlier document but published on or after the international filing "X" document of particle date considered nove	ticular relevance; the claimed invention cannot be el or cannot be considered to involve an inventive			
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document of particular to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular to particular to the particular	ocument is taken alone rticular relevance; the claimed invention cannot be			
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with a	volve an inventive step when the document is one or more other such documents, such			
means combination bei	ng obvious to a person skilled in the art per of the same patent family			
than the priority date claimed				
	ber, 2000 (07.11.00)			
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer				
Japanese Patent Office				
Facsimile No. Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04462

	•	PC1/U.	PUU/ 04462		
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	Relevant to claim No.			
	Full text (Family: none)				
A	Microfilm of the specification and drawings the request of Japanese Utility Model A No.190250/1986 (Laid-open No.93532/1988) (Omron Tateishi Electronics Co. Ltd.), 16 June, 1988 (16.06.88), Full text (Family: none)	2,3			
		·			
	•				
	·				
			-		
		÷			
	-				
	,	·			
	•				
	·				
		j			
	<u> </u>				

発明の属する分野の分類。(国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. B05B 7/14 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl7 B05B 7/14, B65B 1/16, A 6 1 J 3/06.B 0 1 J 4/02,B65G 53/40, B05C 19/06. B 0 5 D 3/00 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2000年 日本国登録実用新案公報 1994-2000年 日本国実用新案登録公報 1996-2000年 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 Y EP, 815931, A1 (KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD.), 7. 1. 4 1月. 1998 (07. 01. 98), 全文, 第1図 & US, Α 5996902, A & JP, 10-81302, A 2. 3 Y 日本国実用新案登録出願62-34650号(日本国実用新案登録 1, 4 出願公開63-176564号)の願書に添付した明細書及び図面 の内容を撮影したマイクロフィルム (株式会社 共立), 16. 11月. 1988 (16. 11. 88), 全文, 第1図 (ファミリ **一なし)** X C欄の続きにも文献が列挙されている。 │ パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 07.11.00 23. 10. 00 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9824 3 F 日本国特許庁(ISA/JP) 村山 禎恒 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3351 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

C(続き).	関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
Y	JP, 40-7130, B1 (アクテイゼルスカベット、ニローアトマイザー), 9. 4月. 1965 (09. 04. 65), 全文, 第1-2図	4		
Y	JP, 49-31468, B1 (武田康夫), 22.8月.197 4 (22.08.74),全文,第1-2図(ファミリーなし)	4		
A	JP, 3-6759, Y2 (フジタ工業株式会社), 20. 2月. 1991 (20. 02. 91), 全文 (ファミリーなし)	2, 3		
A	日本国実用新案登録出願61-190250号(日本国実用新案登録出願公開63-93532号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム (立石電機株式会社),16.6月.1988(16.06.88),全文(ファミリーなし)	2, 3		
		·		
,	*			